#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-307358

(43)Date of publication of application: 02.11.2001

(51)Int.CI.

G11B 7/095

G11B 7/125

G11B 7/135

(21)Application number: 2000-119919

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

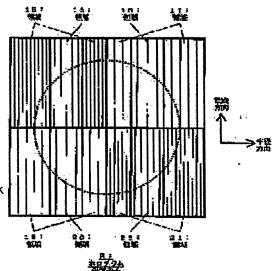
20.04.2000

(72)Inventor: KATAYAMA RYUICHI

## (54) OPTICAL HEAD DEVICE AND OPTICAL INFORMATION RECORDING/ REPRODUCING DEVICE

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical head device and an optical information recording/reproducing device capable of correctly detecting a radial tilt of an optical recording medium without generating an offset in a radial tilt signal even if an objective lens is shifted in the radial direction of the optical recording medium. SOLUTION: Exit light from a semiconductor laser is divided into three light of zero-order light being a main beam and ±1st-order diffracted light being a sub beam by a diffraction optical element, and three light condensing spots are shifted in the radial direction of a disk and are arranged. Three reflected light from the disk is diffracted as +1st-order diffracted light by a hologram optical element 8 and is received by a photodetector. The radial tilt of the disk for each of the main beam and the sub beam are detected based on the difference between the intensity of +1st-order diffracted light from areas 15, 18, 19, 22 of the hologram optical element 8 and the intensity of +1st- order diffracted light from areas 16, 17, 20, 21 of the same.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

09.03.2001

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3456579

[Date of registration]

01.08.2003

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]



#### (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-307358

(P2001-307358A)

(43)公開日 平成13年11月2日(2001.11.2)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)	
G11B	7/095		G11B	7/095	G	5D118
	7/125	·		7/125	Α	5D119
	7/135			7/135	Α	
					Z	

請求項の数28 OL (全 35 頁) 審査請求 有

(21)出願番号	特顧2000-119919(P2000-119919)	(71)出顧人	000004237
			口士传与华

(22)出願日 平成12年4月20日(2000.4.20)

日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 片山 龍一

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 100065385

弁理士 山下 積平

Fターム(参考) 5D118 AA14 AA18 BA01 CD04 CG04

CC24 CC26 CC33 DC03

5D119 AA29 BA01 EC41 FA08 JA22

JA70

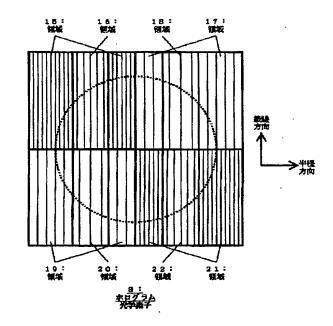
#### (54) 【発明の名称】 光ヘッド装置および光学式情報記録再生装置 /

#### (57)【要約】

}

【課題】 対物レンズが光記録媒体の半径方向にシフト してもラジアルチルト信号にオフセットを生じず、光記 録媒体のラジアルチルトを正しく検出することができる 光ヘッド装置および光学式情報記録再生装置を提供す る。

【解決手段】 半導体レーザからの出射光を回折光学素 子によりメインビームである0次光、サブビームである ±1次回折光の3つの光に分割し、3つの集光スポット をディスクの半径方向にずらして配置する。ディスクか らの3つの反射光はホログラム光学素子8で+1次回折 光として回折され、光検出器で受光される。メインビー ム、サブビームの各々に対する、ホログラム光学素子8 の領域15、18、19、22からの+1次回折光の強 度と領域16、17、20、21からの+1次回折光の 強度の差に基づいてディスクのラジアルチルトを検出す る。



#### 【特許請求の範囲】

)

【請求項1】 光源と、該光源からの出射光を光記録媒体上に集光する対物レンズと、前記光記録媒体からの反射光を受光する光検出器を有する光へッド装置において、

前記光源からの出射光からメインビームとサブビームを 生成し、前記光記録媒体で反射された前記メインビー ム、前記サブビームの各々を、前記光記録媒体からの0 次光と+1次回折光の重なる領域の周辺部、前記光記録 媒体からの0次光と+1次回折光の重なる領域の中心 部、前記光記録媒体からの0次光と-1次回折光の重な る領域の周辺部、前記光記録媒体からの0次光と-1次 回折光の重なる領域の中心部の4つの領域に分割する分 割手段を有し、前記光記録媒体で反射された前記メイン ビームと前記サブビームの各々に対する前記光記録媒体 からの0次光と+1次回折光の重なる領域の周辺部の強 度と、前記光記録媒体からの0次光と-1次回折光の重 なる領域の中心部の強度の和と、前記光記録媒体からの 0次光と-1次回折光の重なる領域の周辺部の強度と、 前記光記録媒体からの0次光と+1次回折光の重なる領 20 域の中心部の強度の和との差を前記光検出器から検出 し、当該差に基づいて、前記光記録媒体のラジアルチル トを検出することを特徴とする光ヘッド装置。

【請求項2】 前記光記録媒体上に集光される前記サブビームの集光スポットは、前記メインビームの集光スポットに対し、前記光記録媒体の半径方向にずらして配置されていることを特徴とする請求項1記載の光ヘッド装置。

【請求項3】 前記対物レンズに入射する前記サブビームの位相は、光軸を通り前記光記録媒体の接線方向に平行な直線の左側と右側で互いにずれていることを特徴とする請求項1記載の光ヘッド装置。

【請求項4】 前記光記録媒体で反射された前記メインビームと前記サブビームの各々に対する、前記光記録媒体からの0次光と+1次回折光の重なる領域の周辺部の強度と、前記光記録媒体からの0次光と-1次回折光の重なる領域の中心部の強度の和と、前記光記録媒体からの0次光と+1次回折光の重なる領域の中心部の強度の和との差を、それぞれメインビーム、サブビームのラジアルチルト信号として、前記メインビームのラジアルチルト信号と前記サブビームのラジアルチルト信号とすることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の光へッド装置。

【請求項5】 前記光記録媒体からの0次光と+1次回 折光の重なる領域の周辺部と中心部、および前記光記録 媒体からの0次光と-1次回折光の重なる領域の周辺部 と中心部は、それぞれ前記光記録媒体の接線方向に平行 な分割線で隔てられているととを特徴とする請求項1万 50

至4のいずれかに記載の光ヘッド装置。

【請求項6】 前記光記録媒体からの0次光と+1次回 折光の重なる領域の周辺部と中心部、および前記光記録 媒体からの0次光と-1次回折光の重なる領域の周辺部と中心部は、それぞれ前記光記録媒体の半径方向における左側、右側に設けられた楕円状の分割線で隔てられていることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の光ヘッド装置。

【請求項7】 前記メインビームの集光スポットは前記 光記録媒体の所定のトラック(グルーブまたはランド) 上、前記サブビームの集光スポットは前記光記録媒体の 前記所定のトラックに隣接するトラック(ランドまたは グループ)上にそれぞれ配置されていることを特徴とす る請求項2記載の光ヘッド装置。

【請求項8】 前記メインビームの集光スポットは前記 光記録媒体の所定のトラック(グルーブまたはランド) 上、前記サブビームの集光スポットは前記光記録媒体の 前記所定のトラックとそれに隣接するトラック(ランド またはグループ)の境界上にそれぞれ配置されていることを特徴とする請求項2記載の光ヘッド装置。

【請求項9】 前記サブビームの集光スポットによるブッシュブル信号に基づいてランドまたはグルーブの位置 検出信号を生成し、該ランドまたはグルーブの位置検出 信号の符号により、前記メインビームの集光スポットが 前記光記録媒体のランド、グルーブのどちらの上に位置 するかを検出することを特徴とする請求項8記載の光へッド装置。

【請求項10】 前記光源と前記対物レンズの間に、前記光源からの出射光を複数の光に分割する前記分割手段である回折光学素子または偏光性回折光学素子を有し、該回折光学素子または該偏光性回折光学素子からの0次光を前記メインビームとして用い、±1次回折光の一方または両方を前記サブビームとして用いることを特徴とする請求項1乃至9のいずれかに記載の光へッド装置。【請求項11】 前記メインビームの集光スポット、前記サブビームの集光スポットは前記光記録媒体の同一のトラック(グルーブまたはランド)上に配置されている

【請求項12】 前記回折光学素子または前記偏光性回 折光学素子は、前記対物レンズの有効径を含む領域に回 折格子が形成された構成であり、入射光の光軸を通り前 記光記録媒体の接線方向に平行な直線で、左側の第一の 領域、右側の第二の領域の2つに分割されており、前記 第一の領域と前記第二の領域における格子の位相は互い にπだけずれていることを特徴とする請求項10記載の 光ヘッド装置。

ことを特徴とする請求項10記載の光ヘッド装置。

【請求項13】 前記回折光学素子または前記偏光性回 折光学素子は、前記対物レンズの有効径を含む領域に回 折格子が形成された構成であり、入射光の光軸を通り前 記光記録媒体の接線方向に平行な直線で、左側の第一の 領域、右側の第二の領域の2つに分割されており、前記第一の領域と前記第二の領域における格子の位相は互い にπ/2だけずれていることを特徴とする請求項10記載の光ヘッド装置。

【請求項14】 前記回折光学素子または前記偏光性回 折光学素子は、前記対物レンズの有効径を含む領域に回 折格子が形成された構成であり、入射光の光軸を通り前 記光記録媒体の接線方向に平行な直線および半径方向に 平行な直線で、左上側の第一の領域、右上側の第二の領 域、左下側の第三の領域、右下側の第四の領域の4つに 10 分割されており、前記第一、前記第四の領域と前記第 二、前記第三の領域における格子の位相は互いにπ/2 だけずれているととを特徴とする請求項10記載の光へ ッド装置。

【請求項15】 前記回折光学素子または前記偏光性回 折光学素子は、前記対物レンズの有効径を含む領域に回 折格子が形成された構成であり、入射光の光軸を通り前 記光記録媒体の接線方向に平行な直線および半径方向に 平行な2つの直線で、左中央の第一の領域、右中央の第 二の領域、左上側の第三の領域、右上側の第四の領域、 左下側の第五の領域、右下側の第六の領域の6つに分割 されており、前記第一、前記第四、前記第六の領域と前 記第二、前記第三、前記第五の領域における格子の位相 は互いにπ/2だけずれていることを特徴とする請求項 10記載の光ヘッド装置。

【請求項16】 前記サブビームの集光スポットによる プッシュプル信号に基づいてランドまたはグルーブの位 置検出信号を生成し、該ランドまたはグルーブの位置検 出信号の符号により、前記メインビームの集光スポット が前記光記録媒体のランド、グルーブのどちらの上に位 30 置するかを検出することを特徴とする請求項13乃至1 5のいずれかに記載の光ヘッド装置。

【請求項17】 前記光源として複数個の光源を有し、 該複数個の光源からの出射光をそれぞれ前記メインビー ム、前記サブビームとして用いることを特徴とする請求 項1記載の光ヘッド装置。

【請求項18】 前記サブビームの光路中に、前記対物レンズに入射する前記サブビームの位相を、光軸を通り前記光記録媒体の接線方向に平行な直線の左側と右側で互いにずらすための位相制御素子が挿入されていること 40を特徴とする請求項17記載の光へッド装置。

【請求項19】 前記位相制御素子は、光軸を通り前記 光記録媒体の接線方向に平行な直線の左側と右側で厚さ が異なる平行平板であることを特徴とする請求項18記 載の光ヘッド装置。

【請求項20】 光源と、該光源からの出射光を光記録 媒体上に集光する対物レンズと、前記光記録媒体からの 反射光を受光する光検出器とを具備する光ヘッド装置を 備えた光学式情報記録再生装置において、

前記光源からの出射光からメインビームとサブビームを 50 である0次光、サブビームである±1次回折光の3つの

生成し、前記光記録媒体で反射された前記メインビー ム、前記サブビームの各々を、前記光記録媒体からの〇 次光と+1次回折光の重なる領域の周辺部、前記光記録 媒体からの0次光と+1次回折光の重なる領域の中心 部、前記光記録媒体からの0次光と-1次回折光の重な る領域の周辺部、前記および光記録媒体からの0次光と - 1次回折光の重なる領域の中心部の4つの領域に分割 する分割手段を有し、前記光記録媒体で反射された前記 メインビーム、前記サブビームの各々に対する、前記光 記録媒体からの0次光と+1次回折光の重なる領域の周 辺部の強度と、前記光記録媒体からの0次光と-1次回 折光の重なる領域の中心部の強度の和と、前記光記録媒 体からの0次光と-1次回折光の重なる領域の周辺部の 強度と、前記光記録媒体からの0次光と+1次回折光の 重なる領域の中心部の強度の和との差を前記光検出器か **ら検出し、前記差に基づいて、前記光記録媒体のラジア** ルチルトを検出すると共に、前記光記録媒体のラジアル チルトを補正することを特徴とする光学式情報記録再生 装置。

20 【請求項21】 前記対物レンズを前記光記録媒体の半 径方向に傾けることにより前記光記録媒体のラジアルチ ルトを補正することを特徴とする請求項20記載の光学 式情報記録再生装置。

【請求項22】 前記光へッド装置全体を前記光記録媒体の半径方向に傾けることにより前記光記録媒体のラジアルチルトを補正することを特徴とする請求項20記載の光学式情報記録再生装置。

【請求項23】 前記光へッド装置の光学系中に液晶光学素子を設置し、該液晶光学素子に電圧を印加することにより前記光記録媒体のラジアルチルトを補正することを特徴とする請求項20記載の光学式情報記録再生装置

【請求項24】 前記光記録媒体上に集光される前記メインビームの集光スポットが、前記光記録媒体のランドとグループのどちらの上に位置するかを検出し、前記光記録媒体のグループとランドで前記ラジアルチルトの補正を行うための回路の極性を切り換えることを特徴とする請求項20記載の光学式情報記録再生装置。

【請求項25】 前記光記録媒体に形成されているアドレス情報を再生することによりランドまたはグルーブの位置検出を行うことを特徴とする請求項24記載の光学式情報記録再生装置。

【請求項26】 前記ランドまたはグルーブの位置検出信号を用いるととによりランドまたはグルーブの位置検出を行うことを特徴とする請求項24記載の光学式情報記録再生装置。

【請求項27】 レーザ光を出射する半導体レーザと、 該半導体レーザからの出射光を平行光化するコリメータ レンズと、該コリメータレンズの透過光をメインビーム である0次米 サブビームである+1次回折光の3つの

光に分割する回折光学素子と、該回折光学素子で分割さ れた3つの光を透過させる偏光ビームスブリッタと、該 **偏光ビームスプリッタの透過光を直線偏光から円偏光に** 変換する1/4波長板と、該1/4波長板の透過光を光 記録媒体上に集光する対物レンズと、前記光記録媒体で 反射され、前記対物レンズを逆向きに透過し、前記1/ 4波長板を透過して円偏光から往路と偏光方向が直交し た直線偏光に変換され、前記偏光ビームスプリッタで反 射された3つの光を+1次回折光として回折させるホロ グラム光学素子と、該ホログラム光学素子で回折された 10 光を集光するレンズと、該集光レンズの透過光を受光す る光検出器とを備え、前記ホログラム光学素子は、前記 光記録媒体で反射された前記メインビーム、前記サブビ ームの各々を、前記光記録媒体からの0次光と+1次回 折光の重なる領域の周辺部、前記光記録媒体からの0次 光と+1次回折光の重なる領域の中心部、前記光記録媒 体からの0次光と-1次回折光の重なる領域の周辺部、 前記光記録媒体からの0次光と-1次回折光の重なる領 域の中心部の4つの領域に分割することを特徴とする光

【請求項28】 請求項27に記載の光へッド装置を用 いた光学式情報記録再生装置において、前記光検出器の 各受光部からの出力に基づいてラジアルチルト信号を演 算する演算回路と、前記ラジアルチルト信号が0になる ように、前記対物レンズをアクチュエータにより前記光 記録媒体の半径方向に傾ける駆動回路とを備えたことを 特徴とする光学式情報記録再生装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

)

【発明の属する技術分野】本発明は、光記録媒体に対し て記録や再生を行うための光へッド装置および光学式情 報記録再生装置、特に、光記録媒体のラジアルチルトを 検出することが可能な光ヘッド装置および光学式情報記 録再生装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】光学式情報記録再生装置における記録密 度は、光ヘッド装置が光記録媒体上に形成する集光スポ ットの径の2乗に反比例する。すなわち、集光スポット の径が小さいほど記録密度は髙くなる。集光スポットの 径は光ヘッド装置における対物レンズの開口数に反比例 40 する。すなわち、対物レンズの開口数が高いほど集光ス ポットの径は小さくなる。一方、光記録媒体が対物レン ズに対して半径方向に傾くと、光記録媒体の基板に起因 するコマ収差により集光スポットの形状が乱れ、記録再 生特性が悪化する。コマ収差は対物レンズの開口数の3 乗に比例するため、対物レンズの開□数が高いほど記録 再生特性に対する光記録媒体の半径方向の傾き(ラジア ルチルト)のマージンは狭くなる。従って、記録密度を 高めるために対物レンズの開口数を高めた光ヘッド装置 および光学式情報記録再生装置においては、記録再生特 50 ついて説明する。図30~32にディスク261からの

性を悪化させないために、光記録媒体のラジアルチルト を検出、補正することが必要である。

【0003】図27に、光記録媒体のラジアルチルトを 検出することが可能な従来の光ヘッド装置の構成を示 す。この光ヘッド装置は、特開平7-141673号公 報に記載されているものである。半導体レーザ257か らの出射光はコリメータレンズ258で平行光化され、 ハーフミラー259を約50%が透過し、対物レンズ2 60でディスク261上に集光される。ディスク261 からの反射光は対物レンズ260を逆向きに透過し、ハ ーフミラー259で約50%が反射され、ホログラム光 学素子262により透過光および+1次回折光に分割さ れ、レンズ263を透過して、光検出器264で受光さ h3.

【0004】図28は、ホログラム光学素子262の平 面図である。ホログラム光学素子262は、ディスク2 61の半径方向における左側、右側に設けられた、内側 に格子が形成された楕円状の領域265、266を有す る。格子の方向は領域265、266のいずれにおいて 20 もディスク261の接線方向にほぼ平行であり、格子の パタンは領域265、266のいずれにおいてもオフア クシスの同心円状である。領域265、266の内側へ の入射光は+1次回折光としてそれぞれ一部または全部 が回折される。一方、領域265、266の外側への入 射光は、全部が透過する。なお、図28中の点線は対物 レンズ260の有効径を示している。

【0005】図29に、光検出器264の受光部のバタ ンと光検出器264上の光スポットの配置を示す。光ス ポット271はホログラム光学素子262の領域26 5、266の外側からの透過光に相当し、光軸を通りデ ィスク261の接線方向に平行な分割線で2つに分割さ れた受光部267、268で受光される。光スポット2 72はホログラム光学素子262の領域265の内側か らの+1次回折光に相当し、単一の受光部269で受光 される。光スポット273はホログラム光学素子262 の領域266の内側からの+1次回折光に相当し、単一 の受光部270で受光される。

[0006] 受光部267~270からの出力をそれぞ れV267~V270で表わすと、トラック誤差信号 は、プッシュプル法により、(V267+V269) -(V268+V270)の演算から得られる。ディスク 261のラジアルチルトを検出するためのラジアルチル ト信号は(V267+V270)-(V268+V26 9) の演算から得られる。また、再生信号は(V267 + V 2 6 8 + V 2 6 9 + V 2 7 0 ) の演算から得られ る。フォーカス誤差信号を得る方法に関しては示されて

【0007】図30~32を参照して、前記の演算によ りディスク261のラジアルチルトが検出できる理由に 反射光の強度分布の計算例を示す。図中の色が濃い部分 は強度が強い部分、色が薄い部分は強度が弱い部分にそ れぞれ対応している。

7

【0008】図30はディスク261にラジアルチルト がない場合の強度分布を示している。強度分布は、光軸 を通りディスク261の接線方向に平行な直線に関して 対称であり、ディスク261からの0次光と+1次回折 光の重なる領域(図中のディスク261の半径方向にお ける左側の領域)である領域274、276、およびデ ィスク261からの0次光と-1次回折光の重なる領域 10 (図中のディスク261の半径方向における右側の領 域)である領域275、277における強度が比較的強 く、ディスク261からの0次光のみの領域である領域 278における強度が比較的弱いことがわかる。

【0009】図31はディスク261に正のラジアルチ ルトがある場合の強度分布を示している。 ディスク26 1からの0次光と+1次回折光の重なる領域である領域 279、281においては、周辺部である領域279の 強度が中心部である領域281の強度に比べて強く、デ ィスク261からの0次光と-1次回折光の重なる領域 20 である領域280、282においては、周辺部である領 域280の強度が中心部である領域282の強度に比べ て弱いことがわかる。

【0010】図32はディスク261に負のラジアルチ ルトがある場合の強度分布を示している。 ディスク26 1からの0次光と+1次回折光の重なる領域である領域 283、285においては、周辺部である領域283の 強度が中心部である領域285の強度に比べて弱く、デ ィスク261からの0次光と-1次回折光の重なる領域 である領域284、286においては、周辺部である領 域284の強度が中心部である領域286の強度に比べ て強いことがわかる。

【0011】図30~図32において、ディスク261 からの0次光と+1次回折光の重なる領域における周辺 部、中心部は、図29に示す光検出器264の受光部2 67、269、ディスク261からの0次光と-1次回 折光の重なる領域における周辺部、中心部は、図29に 示す光検出器264の受光部268、270にそれぞれ 対応している。

【0012】 このとき、ディスク261のラジアルチル トがO、正、負の場合、ラジアルチルト信号である(V 267+V270) - (V268+V269) の値はそ れぞれり、正、負となる。従って、このラジアルチルト 信号を用いてディスク261のラジアルチルトを検出す ることができる。ディスク261のラジアルチルトが検 出できれば、そのラジアルチルト量に応じた補正を行う ことにより、記録再生特性に対する悪影響をなくすこと ができる。

#### [0013]

おいて、ラジアルチルト(半径方向の傾き)の検出を行 う場合、対物レンズ260が、ディスク261の偏芯等 によりディスク261の半径方向にシフトすると、ラジ アルチルト信号にそのシフト量に応じたオフセットを生 じ、ディスク261のラジアルチルトを正しく検出する ことができないという課題がある。具体的には、対物レ ンズ260がディスク261の半径方向にシフトする と、光検出器264上の光スポット271もディスク2 61の半径方向にシフトする。光スポット271が、図 29中で左向きにシフトしたとすると、受光部267か らの出力は増え、受光部268からの出力は減るため、 ラジアルチルト信号である[(V267+V270)-(V268+V269)] に正のオフセットを生じる。 【0014】本発明の目的は、光記録媒体のラジアルチ ルトを検出することが可能な従来の光ヘッド装置におけ る上記に述べた課題を解決し、対物レンズが光記録媒体 の半径方向にシフトしても、ラジアルチルト信号にオフ セットを生じず、光記録媒体のラジアルチルトを正しく 検出することができる光ヘッド装置および光学式情報記 録再生装置を提供することにある。

#### [0015]

30

【課題を解決するための手段】本発明の光ヘッド装置に おいては、光源からの出射光からメインビームとサブビ ームを生成し、光記録媒体で反射されたメインビーム、 サブビームの各々を、光記録媒体からの0次光と+1次 回折光の重なる領域の周辺部、光記録媒体からの0次光 と+1次回折光の重なる領域の中心部、光記録媒体から の0次光と-1次回折光の重なる領域の周辺部、および 光記録媒体からの0次光と-1次回折光の重なる領域の 中心部の4つの領域に分割し、光記録媒体で反射された メインビーム、サブビームの各々に対する、光記録媒体 からの0次光と+1次回折光の重なる領域の周辺部の強 度と、光記録媒体からの0次光と-1次回折光の重なる 領域の中心部の強度の和と、光記録媒体からの0次光と - 1次回折光の重なる領域の周辺部の強度と、光記録媒 体からの0次光と+1次回折光の重なる領域の中心部の 強度の和との差に基づいて、光記録媒体のラジアルチル トを検出する。このとき、サブビームの集光スポットを メインビームの集光スポットに対し、光記録媒体の半径 方向にずらして配置するか、対物レンズに入射するサブ ビームの位相を、光軸を通り光記録媒体の接線方向に平 行な直線の左側と右側で互いにずらす。

【0016】 ことで、光記録媒体で反射されたメインビ ーム、サブビームの各々に対する、光記録媒体からの0 次光と+1次回折光の重なる領域の周辺部の強度と、光 記録媒体からの0次光と-1次回折光の重なる領域の中 心部の強度の和と、光記録媒体からの0次光と-1次回 折光の重なる領域の周辺部の強度と、光記録媒体からの 0次光と+1次回折光の重なる領域の中心部の強度の和 【発明が解決しようとする課題】従来の光ヘッド装置に 50 との差を、それぞれメインビーム、サブビームのラジア

ルチルト信号と呼ぶ。このとき、サブビームの集光スポットをメインビームの集光スポットに対し、光記録媒体の半径方向にずらして配置するか、対物レンズに入射するサブビームの位相を、光軸を通り光記録媒体の接線方向に平行な直線の左側と右側で互いにずらすため、光記録媒体にラジアルチルトがある場合のラジアルチルト信号はメインビームとサブビームで値が異なる。一方、対物レンズが光記録媒体の半径方向にシフトした場合、光検出器上の光スポットが光記録媒体の半径方向にシフトする量はメインビームとサブビームで同じであるため、ラジアルチルト信号に生じるオフセットもメインビームとサブビームで同じである。

【0017】従って、メインビームのラジアルチルト信号とサブビームのラジアルチルト信号の差を最終的なラジアルチルト信号とすると、光記録媒体にラジアルチルトがある場合のラジアルチルト信号はメインビームとサブビームで相殺されず、対物レンズが光記録媒体の半径方向にシフトした場合にラジアルチルト信号に生じるオフセットはメインビームとサブビームで相殺されるため、対物レンズが光記録媒体の半径方向にシフトしてもラジアルチルト信号にオフセットを生じず、光記録媒体のラジアルチルトを正しく検出することができる。

【0018】本発明の光学式情報記録再生装置においては、光記録媒体のラジアルチルトを検出することが可能な本発明の光へッド装置を用い、記録再生特性に対する悪影響がなくなるように光記録媒体のラジアルチルトの補正を行う。

[0019]

)

【発明の実施の形態】以下に、図面を参照して、本発明 の実施形態について説明する。

【0020】[光ヘッド装置の第一の実施形態]図1に 本発明の光ヘッド装置の第一の実施形態を示す。波長約 650nmのレーザ光を出射する半導体レーザ1からの 出射光は、コリメータレンズ2で平行光化され、回折光 学素子3によりメインビームである0次光、サブビーム である±1次回折光の3つの光に分割される。これらの 光は偏光ビームスプリッタ4にP偏光として入射してほ ぼ100%が透過し、1/4波長板5を透過して直線偏 光から円偏光に変換され、対物レンズ6でディスク7上 に集光される。回折光学素子3からの0次光および±1 次回折光に対応するディスク7からの3つ反射光は、対 物レンズ6を逆向きに透過し、1/4波長板5を透過し て円偏光から往路と偏光方向が直交した直線偏光に変換 され、偏光ビームスプリッタ4にS偏光として入射して ほぼ100%が反射され、ホログラム光学素子8で+1 次回折光としてほぼ100%が回折され、レンズ9を透 過して光検出器10で受光される。

【0021】図2は回折光学素子3の平面図である。回 折光学素子3は、図中に点線で示す対物レンズ6の有効 径を含む領域に回折格子が形成された構成である。回折 50

格子における格子の方向はディスク7の半径方向にほぼ 平行であり、格子のパタンは等間隔の直線状である。格子のライン部とスペース部の位相差を例えば0. 232  $\pi$ とすると、入射光は0次光として約87. 3%が透過し、 $\pm 1$ 次回折光としてそれぞれ約5. 1%が回折される。

【0022】図3にディスク7上の集光スポットの配置を示す。とこで、ディスク7への入射光の側から見て、ディスク7に形成された溝の凸部をグループ、凹部をランドと呼び、グループと凹部のランドとで1トラックとして用いることとする。集光スポット12、13、14は、それぞれ回折光学素子3からの0次光、+1次回折光、-1次回折光に相当する。集光スポット12はトラック11(グループまたはランド)上、集光スポット13はトラック11の左側に隣接するトラック(ランドまたはグループ)上、集光スポット14はトラック11の右側に隣接するトラック(ランドまたはグループ)上にそれぞれ配置されている。

【0023】図4はホログラム光学素子8の平面図であ る。ホログラム光学素子8は、ディスク7の接線方向に 平行な5本の分割線および半径方向に平行な分割線で、 領域15~22の8つに分割されている。格子の方向は 領域15~22のいずれにおいてもディスク7の接線方 向に平行である。また、格子のパタンは領域15~22 のいずれにおいても等間隔の直線状であり、領域15、 21における間隔は最も狭く、領域16、22における 間隔、領域17、19における間隔、領域18、20に おける間隔は順に広くなる。さらに、格子の断面形状は 領域15~22のいずれにおいても鋸歯状であり、入射 30 光に対する鋸歯の上部と下部の位相差を2πとすると、 各領域への入射光は+1次回折光としてそれぞれほぼ1 00%が回折される。領域15~18における鋸歯の向 きは+1次回折光が図の左側に偏向されるように設定さ れており、領域19~22における鋸歯の向きは+1次 回折光が図の右側に偏向されるように設定されている。 【0024】図5に光検出器10の受光部のパタンと光 検出器10上の光スポットの配置を示す。光スポット5 5は回折光学素子3からの0次光のうちホログラム光学 素子8の領域15からの+1次回折光に相当し、ディス 40 ク7の半径方向に平行な分割線で2つに分割された受光 部23、24の境界線上に集光される。光スポット56 は回折光学素子3からの0次光のうちホログラム光学素 子8の領域16からの+1次回折光に相当し、ディスク 7の半径方向に平行な分割線で2つに分割された受光部 25、26の境界線上に集光される。光スポット57は 回折光学素子3からの0次光のうちホログラム光学素子 8の領域17からの+1次回折光に相当し、ディスク7 の半径方向に平行な分割線で2つに分割された受光部2 7、28の境界線上に集光される。

) 【0025】光スポット58は、回折光学素子3からの

0次光のうちホログラム光学素子8の領域18からの+ 1次回折光に相当し、ディスク7の半径方向に平行な分 割線で2つに分割された受光部29、30の境界線上に 集光される。光スポット59は回折光学素子3からの0 次光のうちホログラム光学素子8の領域20からの+1 次回折光に相当し、ディスク7の半径方向に平行な分割 線で2つに分割された受光部31、32の境界線上に集 光される。光スポット60は回折光学素子3からの0次 光のうちホログラム光学素子8の領域19からの+1次 回折光に相当し、ディスク7の半径方向に平行な分割線 10 で2つに分割された受光部33、34の境界線上に集光 される。光スポット61は回折光学素子3からの0次光 のうちホログラム光学素子8の領域22からの+1次回 折光に相当し、ディスク7の半径方向に平行な分割線で 2つに分割された受光部35、36の境界線上に集光さ れる。光スポット62は回折光学素子3からの0次光の うちホログラム光学素子8の領域21からの+1次回折 光に相当し、ディスク7の半径方向に平行な分割線で2 つに分割された受光部37、38の境界線上に集光され る。

【0026】また、光スポット63は、回折光学素子3 からの+1次回折光のうちホログラム光学素子8の領域 15からの+1次回折光に相当し、単一の受光部39上 に集光される。光スポット64は回折光学素子3からの +1次回折光のうちホログラム光学素子8の領域16か らの+1次回折光に相当し、単一の受光部40上に集光 される。光スポット65は回折光学素子3からの+1次 回折光のうちホログラム光学素子8の領域17からの+ 1次回折光に相当し、単一の受光部41上に集光され る。光スポット66は回折光学素子3からの+1次回折 光のうちホログラム光学素子8の領域18からの+1次 回折光に相当し、単一の受光部42上に集光される。

【0027】光スポット67は回折光学素子3からの+ 1次回折光のうちホログラム光学素子8の領域20から の+1次回折光に相当し、単一の受光部43上に集光さ れる。光スポット68は回折光学素子3からの+1次回 折光のうちホログラム光学素子8の領域19からの+1 次回折光に相当し、単一の受光部44上に集光される。 光スポット69は回折光学素子3からの+1次回折光の うちホログラム光学素子8の領域22からの+1次回折 40 メインビームである集光スポット12による再生信号 光に相当し、単一の受光部45上に集光される。光スポ ット70は回折光学素子3からの+1次回折光のうちホ ログラム光学素子8の領域21からの+1次回折光に相 当し、単一の受光部46上に集光される。

【0028】また、光スポット71は回折光学素子3か ちの-1次回折光のうちホログラム光学素子8の領域1 5からの+1次回折光に相当し、単一の受光部47上に 集光される。光スポット72は回折光学素子3からの-1次回折光のうちホログラム光学素子8の領域16から の+1次回折光に相当し、単一の受光部48上に集光さ 50 の開口数0.65、ディスク7の基板厚0.6mm、ト

れる。光スポット73は回折光学素子3からの-1次回 折光のうちホログラム光学素子8の領域17からの+1 次回折光に相当し、単一の受光部49上に集光される。 光スポット74は回折光学素子3からの-1次回折光の うちホログラム光学素子8の領域18からの+1次回折 光に相当し、単一の受光部50上に集光される。

【0029】光スポット75は回折光学素子3からの-1次回折光のうちホログラム光学素子8の領域20から の+1次回折光に相当し、単一の受光部51上に集光さ れる。光スポット76は回折光学素子3からの-1次回 折光のうちホログラム光学素子8の領域19からの+1 次回折光に相当し、単一の受光部52上に集光される。 光スポット77は回折光学素子3からの-1次回折光の うちホログラム光学素子8の領域22からの+1次回折 光に相当し、単一の受光部53上に集光される。光スポ ット78は回折光学素子3からの-1次回折光のうちホ ログラム光学素子8の領域21からの+1次回折光に相 当し、単一の受光部54上に集光される。

【0030】受光部23~54からの出力を、それぞれ V23~V54で表わすと、フォーカス誤差信号は、フ 20 ーコー法により、[(V23+V25+V27+V29 + V 3 2 + V 3 4 + V 3 6 + V 3 8) - (V 2 4 + V 26+V28+V30+V31+V33+V35+V3 7)]の演算から得られる。トラック誤差信号は、差動 プッシュプル法により、「(V23+V24+V25+ V26+V31+V32+V33+V34)-(V27+ V 2 8 + V 2 9 + V 3 0 + V 3 5 + V 3 6 + V 3 7 + V38)]-K[(V39+V40+V43+V44+ V47+V48+V51+V52) - (V41+V4230 +V45+V46+V49+V50+V53+V5 4)] (Kは定数)の演算から得られる。

【0031】また、ディスク7のラジアルチルトを検出 するためのラジアルチルト信号は、「(V23+V24 + V 2 9 + V 3 0 + V 3 3 + V 3 4 + V 3 5 + V 3 6) - (V25+V26+V27+V28+V31+V32 +V37+V38)]-K[(V39+V42+V44 +V45+V47+V50+V52+V53) - (V40+V41+V43+V46+V48+V49+V51+V54)](Kは定数)の演算から得られる。また、 は、(V23+V24+V25+V26+V27+V2 8 + V 2 9 + V 3 0 + V 3 1 + V 3 2 + V 3 3 + V 3 4+ V35+ V36+ V37+ V38) の演算から得られ

【0032】図30~32を参照して、前記の演算によ りディスク7のラジアルチルトが検出できる理由につい て説明する。図30~32にディスク7からの反射光の 強度分布の計算例を示す。計算は、図1に示す構成にお いて、半導体レーザ1の波長660nm、対物レンズ6

チルト信号に関わる各種の波形を示す。横軸はメインビームである集光スポット12がディスク7の溝を半径方向の左側から右側へ横断する際の集光スポット12と溝の位置ずれであり、図6の上段に示すaは集光スポット12がグルーブ上に位置している状態、bは集光スポット12がグルーブとランドの境界上に位置している状態。cは集光スポット12がランドトに位置している状態。cは集光スポット12がランドトに位置している状態。cは集光スポット12がランドトに位置している状態。cは集光スポット12がランドトに位置している状態。cは集光スポット12がランドトに位置している状態。

ト12がグルーブとランドの境界上に位置している状態、cは集光スポット12がランド上に位置している状態、dは集光スポット12がランドとグルーブの境界上に位置している状態にそれぞれ対応している。

【0037】メインビームである集光スポット12によるブッシュブル信号である [(V23+V24+V25+V26+V31+V32+V33+V34)-(V27+V28+V29+V30+V35+V36+V37+V38)] の波形は図6(a)の実線のようになる。 集光スポット13は集光スポット12に対し、ディスク7の溝の1/2周期分だけディスク7の半径方向に図3の左側にずらして配置されているため、サブビームである集光スポット13によるブッシュブル信号である [(V39+V40+V43+V44)-(V41+V42+V45+V46)]の波形は、図6(a)の実線

42+V45+V46)]の波形は、図6(a)の実線の波形に対して位相が、πだけ遅れて、図6(b)の実線のようになる。

【0038】また、集光スポット14は集光スポット1 2に対し、ディスク7の溝の1/2周期分だけディスク 7の半径方向に、図3の右側にずらして配置されている ため、サブビームである集光スポット14によるブッシ ュプル信号である[(V47+V48+V51+V5 2) - (V49+V50+V53+V54)]の波形 は、図6 (a) の実線の波形に対して位相がπだけ進ん で、図6(b)の実線のようになる。図6(a)、図6 (b) の実線の波形は逆相であるため、メインビームで ある集光スポット12によるブッシュブル信号と、サブ ビームである集光スポット13、14によるブッシュブ ル信号の和との差、すなわち差動プッシュブル法による トラック誤差信号である[(V23+V24+V25+ V26+V31+V32+V33+V34)-(V27+ V 2 8 + V 2 9 + V 3 0 + V 3 5 + V 3 6 + V 3 7 + V38)]-K[(V39+V40+V43+V44+ V47+V48+V51+V52) - (V41+V42+V45+V46+V49+V50+V53+V5 4)] (Kは定数)の波形は、図6(c)の実線のよう になる。

【0039】ディスク7にラジアルチルトがない場合、メインビームである集光スポット12によるラジアルチルト信号である [(V23+V24+V29+V30+V33+V34+V35+V36)-(V25+V26+V27+V28+V31+V32+V37+V38)]の値は、集光スポット12がディスク7のグループ上またはランド上に位置する場合共に0となるため、その波形は図6(d)の実線のようになる。集光スポッ

ラックピッチ0.5μm、溝深さ70nmの条件で行っ た。図中の色が濃い部分は強度が強い部分、色が薄い部 分は強度が弱い部分にそれぞれ対応している。図30 は、ディスク7にラジアルチルトがなく、かつメインビ ームである集光スポット12がディスク7のグルーブ上 またはランド上に位置する場合のメインビームの強度分 布を示している。強度分布は、光軸を通りディスク7の 接線方向に平行な直線に関して対称であり、ディスクフ からの0次光と+1次回折光の重なる領域(図中のディ スク7の半径方向における左側の領域)である領域27 4、276、およびディスク7からの0次光と-1次回 折光の重なる領域(図中のディスク7の半径方向におけ る右側の領域)である領域275、277における強度 が比較的強く、ディスク7からの0次光のみの領域であ る領域278における強度が比較的弱いことがわかる。 【0033】図31は、ディスク7に+0.2°のラジ アルチルトがあり、かつメインビームである集光スポッ ト12がディスク7のグルーブ上に位置する場合、また は、ディスク7に-0.2°のラジアルチルトがあり、 かつメインビームである集光スポット12がディスク7 のランド上に位置する場合のメインビームの強度分布を 示している。ディスク7からの0次光と+1次回折光の 重なる領域においては、周辺部である領域279の強度 が中心部である領域281の強度に比べて強く、ディス ク7からの0次光と-1次回折光の重なる領域において は、周辺部である領域280の強度が中心部である領域 282の強度に比べて弱いことがわかる。

【0034】図32は、ディスク7に-0.2°のラジアルチルトがあり、かつメインビームである集光スポット12がディスク7のグルーブ上に位置する場合、また 30は、ディスク7に+0.2°のラジアルチルトがあり、かつメインビームである集光スポット12がディスク7のランド上に位置する場合のメインビームの強度分布を示している。ディスク7からの0次光と+1次回折光の重なる領域においては、周辺部である領域283の強度が中心部である領域285の強度に比べて弱く、ディスク7からの0次光と-1次回折光の重なる領域においては、周辺部である領域284の強度が中心部である領域284の強度が中心部である領域284の強度が中心部である領域286の強度に比べて強いことがわかる。

)

【0035】図30~32において、ディスク7からの 40 0次光と+1次回折光の重なる領域における周辺部は、光検出器10の受光部23、24、33、34、ディスク7からの0次光と+1次回折光の重なる領域における中心部は光検出器10の受光部25、26、31、32、ディスク7からの0次光と-1次回折光の重なる領域における周辺部は光検出器10の受光部27、28、37、38、ディスク7からの0次光と-1次回折光の重なる領域における中心部は光検出器10の受光部29、30、35、36にそれぞれ対応している。

【0036】図6に、トラック誤差信号およびラジアル 50 その波形は図6(d)の実線のようになる。集光スポッ

ト13は集光スポット12に対し、ディスク7の溝の1 /2周期分だけディスク7の半径方向に、図3の左側に ずらして配置されているため、サブビームである集光ス ポット13によるラジアルチルト信号である[(V39 +V42+V44+V45) - (V40+V41+V43+V46)]の波形は、図6(d)の実線の波形に対 して位相がπだけ遅れて図6(e)の実線のようにな る。集光スポット14は集光スポット12に対し、ディ スク7の溝の1/2周期分だけディスク7の半径方向に 図3の右側にずらして配置されているため、サブビーム 10 である集光スポット14によるラジアルチルト信号であ る[(V47+V50+V52+V53) - (V48+ V49+V51+V54)]の波形は、図6(d)の実 線の波形に対して位相がπだけ進んで、図6(e)の実 線のようになる。このため、メインビームである集光ス ポット12によるラジアルチルト信号と、サブビームで ある集光スポット13、14によるラジアルチルト信号 の和との差、すなわち最終的なラジアルチルト信号であ る[(V23+V24+V29+V30+V33+V3 4+V35+V36) - (V25+V26+V27+V28+V31+V32+V37+V38)] -K [ (V 39+V42+V44+V45+V47+V50+V5 2 + V 5 3) - (V 4 0 + V 4 1 + V 4 3 + V 4 6 + V48+V49+V51+V54)](Kは定数)の波形 は、図6(f)の実線のようになる。

)

【0040】ディスク7に正のラジアルチルトがある場 合、メインビームである集光スポット12によるラジア ルチルト信号である[(V23+V24+V29+V3 0+V33+V34+V35+V36)-(V25+V26+V27+V28+V31+V32+V37+V3 8)]の値は、集光スポット12がディスク7のグルー ブ上に位置する場合は正、ランド上に位置する場合は負 となるため、その波形は図6(g)の実線のようにな る。集光スポット13は集光スポット12に対し、ディ スク7の溝の1/2周期分だけディスク7の半径方向に 図3の左側にずらして配置されているため、サブビーム である集光スポット13によるラジアルチルト信号であ る[(V39+V42+V44+V45)-(V40+ V41+V43+V46)]の波形は、図6(g)の実 線の波形に対して位相がπだけ遅れて図6(h)の実線 40 のようになる。また、集光スポット14は集光スポット 12に対し、ディスク7の溝の1/2周期分だけディス ク7の半径方向に図3の右側にずらして配置されている ため、サブビームである集光スポット14によるラジア ルチルト信号である[(V47+V50+V52+V5 3) - (V48+V49+V51+V54) ] の波形 は、図6(g)の実線の波形に対して位相がπだけ進ん で、図6(h)の実線のようになる。図6(g)、図6 (h) の実線の波形は逆相であるため、メインビームで

ブビームである集光スポット13、14によるラジアルチルト信号の和との差、すなわち最終的なラジアルチルト信号である[(V23+V24+V29+V30+V33+V34+V35+V36)-(V25+V26+V27+V28+V31+V32+V37+V38)]-K[(V39+V42+V44+V45+V47+V50+V52+V53)-(V40+V41+V43+V46+V48+V49+V51+V54)](Kは定数)の波形は、図6(i)の実線のようになる。

【0041】ディスク7に負のラジアルチルトがある場 合、メインビームである集光スポット12によるラジア ルチルト信号である[(V23+V24+V29+V3 0+V33+V34+V35+V36)-(V25+V26+V27+V28+V31+V32+V37+V3 8)]の値は、集光スポット12がディスク7のグルー ブ上に位置する場合は負、ランド上に位置する場合は正 となるため、その波形は図6(j)の実線のようにな る。集光スポット13は集光スポット12に対し、ディ スク7の溝の1/2周期分だけディスク7の半径方向に 図3の左側にずらして配置されているため、サブビーム である集光スポット13によるラジアルチルト信号であ る [ (V39+V42+V44+V45) - (V40+ V41+V43+V46)]の波形は、図6(j)の実 線の波形に対して位相がπだけ遅れて図6(k)の実線 のようになる。

【0042】また、集光スポット14は集光スポット1 2に対し、ディスク7の溝の1/2周期分だけディスク 7の半径方向に、図3の右側にずらして配置されている ため、サブビームである集光スポット14によるラジア ルチルト信号である[(V47+V50+V52+V5 3) - (V48+V49+V51+V54)]の波形 は、図6(j)の実線の波形に対して位相がπだけ進 ん、図6(k)の実線のようになる。図6(j)、図6 (k)の実線の波形は逆相であるため、メインビームで ある集光スポット12によるラジアルチルト信号と、サ ブビームである集光スポット13、14によるラジアル チルト信号の和との差、すなわち最終的なラジアルチル ト信号である[ (V23+V24+V29+V30+V 33+V34+V35+V36) - (V25+V26+V27+V28+V31+V32+V37+V38)] -K [ (V39+V42+V44+V45+V47+V 50+V52+V53) - (V40+V41+V43+V46+V48+V49+V51+V54)](Kは定 数)の波形は図6(1)の実線のようになる。

【0043】まず、図6(c)に示すトラック誤差信号を用いて、図中のaの状態すなわちグルーブに対してトラックサーボをかける場合について考える。ディスク7のラジアルチルトが0、正、負の場合、図6(f)、

(h)の実線の波形は逆相であるため、メインビームで (i)、(1)に示すラジアルチルト信号の値はそれぞ ある集光スポット 12 によるラジアルチルト信号と、サ 50 10、正、負となる。従って、とのラジアルチルト信号

を用いてディスク7のラジアルチルトを検出することが できる。次に、図6(c)に示すトラック誤差信号を用 いて、図中のcの状態すなわちランドに対してトラック サーボをかける場合について考える。ディスク7のラジ アルチルトが0、正、負の場合、図6(f)、(i)、 (1) に示すラジアルチルト信号の値はそれぞれ0、 負、正となる。従って、このラジアルチルト信号を用い てディスク7のラジアルチルトを検出することができ

【0044】対物レンズ6がディスク7の半径方向にシ 10 フトすると、ホログラム光学素子8上のメインビーム、 サブビームもディスク7の半径方向にシフトする。メイ ンビームが、図4中で左向きにシフトしたとすると、受 光部23、24、33、34からの出力は増え、受光部 27、28、37、38からの出力は減る。また、サブ ビームが、図4中で左向きにシフトしたとすると、受光 部39、44、47、52からの出力は増え、受光部4 1、46、49、54からの出力は減る。

【0045】このとき、メインビームである集光スポッ ト12によるブッシュブル信号である[(V23+V2 4+V25+V26+V31+V32+V33+V3 4) - (V27+V28+V29+V30+V35+V 36+V37+V38)]の波形は図6(a)の点線の ようになる。サブビームである集光スポット13による ブッシュブル信号である「(V39+V40+V43+ V44) - (V41+V42+V45+V46)]の波 形は、図6(b)の点線のようになる。サブビームであ る集光スポット14によるブッシュブル信号である

[(V47+V48+V51+V52)-(V49+V50+V53+V54)]の波形は、図6(b)の点線 のようになる。図6(a)、図6(b)の点線の波形は 逆相であるが、直流成分の符号が同じであるため、差動 プッシュプル法によるトラック誤差信号である[(V2 3+V24+V25+V26+V31+V32+V33 + V 3 4) - (V 2 7 + V 2 8 + V 2 9 + V 3 0 + V 35+V36+V37+V38) ] -K [ (V39+V4)0 + V 4 3 + V 4 4 + V 4 7 + V 4 8 + V 5 1 + V 52) - (V41 + V42 + V45 + V46 + V49 + V50+V53+V54)] (Kは定数)の波形は、Kの じるオフセットがメインビームとサブビームで相殺さ れ、図6(c)の実線のようになる。

【0046】ディスク7にラジアルチルトがない場合、 メインビームである集光スポット12によるラジアルチ ルト信号である [ (V23+V24+V29+V30+ V33+V34+V35+V36) - (V25+V26)+ V 2 7 + V 2 8 + V 3 1 + V 3 2 + V 3 7 + V 3 8)]の波形は、図6(d)の点線のようになる。サブ ビームである集光スポット13によるラジアルチルト信 号である[(V39+V42+V44+V45)-(V

40+V41+V43+V46)]の波形は、図6 (e) の点線のようになる。サブビームである集光スポ ット 1 4 によるラジアルチルト信号である [ (V 4 7 + V50+V52+V53) - (V48+V49+V51)+ V 5 4 ) ] の波形は、図6 (e) の点線のようにな る。図6(d)、図6(e)の点線の波形は直流成分の 符号が同じであるため、最終的なラジアルチルト信号で ある「(V23+V24+V29+V30+V33+V 34+V35+V36) - (V25+V26+V27+V28+V31+V32+V37+V38)]-K [ (V39+V42+V44+V45+V47+V50 +V52+V53) - (V40+V41+V43+V4)6+V48+V49+V51+V54)] (Kは定数) の波形は、Kの値を適切に設定することにより、ラジア ルチルト信号に生じるオフセットがメインビームとサブ ビームで相殺され、図6(f)の実線のようになる。 【0047】ディスク7に正のラジアルチルトがある場 合、メインビームである集光スポット12によるラジア ルチルト信号である [ (V23+V24+V29+V3  $20 \quad 0 + V 3 3 + V 3 4 + V 3 5 + V 3 6) - (V 2 5 + V$ 26+V27+V28+V31+V32+V37+V3 8)]の波形は、図6(g)の点線のようになる。サブ ビームである集光スポット13によるラジアルチルト信 号である[(V39+V42+V44+V45)-(V 40+V41+V43+V46)]の波形は、図6 (h) の点線のようになる。サブビームである集光スポ ット14によるラジアルチルト信号である[(V47+ V50+V52+V53) - (V48+V49+V51)+ V 5 4 ) ] の波形は、図 6 (h) の点線のようにな 30 る。図6(g)、図6(h)の点線の波形は逆相である が直流成分の符号が同じであるため、最終的なラジアル チルト信号である[(V23+V24+V29+V30 +V33+V34+V35+V36)-(V25+V26+V27+V28+V31+V32+V37+V3 8) ] - K [ (V39 + V42 + V44 + V45 + V47 + V50 + V52 + V53) - (V40 + V41 + V43+V46+V48+V49+V51+V54)] (Kは定数)の波形は、Kの値を適切に設定することに より、ラジアルチルト信号に生じるオフセットがメイン 値を適切に設定することにより、プッシュプル信号に生 40 ビームとサブビームで相殺され、図6 (i)の実線のよ うになる。

> 【0048】ディスク7に負のラジアルチルトがある場 合、メインビームである集光スポット12によるラジア ルチルト信号である [ (V23+V24+V29+V3 0+V33+V34+V35+V36) - (V25+V26+V27+V28+V31+V32+V37+V3 8)]の波形は図6(j)の点線のようになる。サブビ ームである集光スポット13によるラジアルチルト信号 である[(V39+V42+V44+V45)-(V4 0+V41+V43+V46)]の波形は、図6(k)

の点線のようになる。サブビームである集光スポット1 4によるラジアルチルト信号である[(V47+V50 +V52+V53) - (V48+V49+V51+V54) ] の波形は、図6(k) の点線のようになる。図6 (j)、図6(k)の点線の波形は逆相であるが直流成 分の符号が同じであるため、最終的なラジアルチルト信 号である[(V23+V24+V29+V30+V33 +V34+V35+V36) - (V25+V26+V27 + V28 + V31 + V32 + V37 + V38)] - K [ (V39+V42+V44+V45+V47+V50 +V52+V53) - (V40+V41+V43+V4)6+V48+V49+V51+V54)](Kは定数) の波形は、Kの値を適切に設定することにより、ラジア ルチルト信号に生じるオフセットが、メインビームとサ ブビームで相殺され、図6(1)の実線のようになる。 【0049】すなわち、対物レンズ6がディスク7の半 径方向にシフトしても、ラジアルチルト信号にオフセッ トを生じず、ディスク7のラジアルチルトを正しく検出 することができる。

【0050】図7にトラックサーボをかけた時のラジアルチルト特性を示す。横軸はラジアルチルト、縦軸はトラック和信号で規格化したラジアルチルト信号である。図中の点線はグルーブに対してトラックサーボをかける場合をそれぞれ示している。グルーブ、ランドのいずれに対してトラックサーボをかける場合をそれぞれ示している。グルーブ、ランドのいずれに対してトラックサーボをかける場合も、ラジアルチルトの絶対値が大きいほど、ラジアルチルト信号の絶対値も大きくなる。ラジアルチルトの検出の感度は、図中の直線状の実線、点線の傾きの絶対値で与えられる。図30~32に示す強度分布の計算の条件では、この値は約0.4/。であり、感度としてはかなり高い。

【0051】 [光学式情報記録再生装置の第一の実施形態] 図8に本発明の光学式情報記録再生装置の第一の実施形態を示す。本実施の形態は、図1に示す本発明の光へッド装置の第一の実施形態に、光学式情報記録再生装置としての演算回路79、駆動回路80を付加したものである。通常の光学式情報記録再生装置においては、ディスクを回転させるための駆動回路、データや画像信号、音声信号等をディスクから読み出すための読み出し用信号処理回路、データや画像信号、音声信号等をディスクに書き込むための書き込み用信号処理回路、操作盤等の処理回路、CPU等の制御回路などが備えられているが、これらについては、通常の回路でも良いため説明を省略する。

【0052】演算回路79は、光検出器10の各受光部からの出力に基づいて、ラジアルチルト信号を演算する。演算方法は本発明の光ヘッド装置の第一の実施形態で説明した通りである。駆動回路80は、演算回路79と組み合わせることによりフィードバックによるループ回路を構成し、ラジアルチルト信号が0になるように、

図中の点線で囲まれた領域288内の対物レンズ6をアクチュエータによりディスク7の半径方向に傾ける。これによりディスク7のラジアルチルトが補正され、記録再生特性に対する悪影響がなくなる。例えばアクチュエータには、電磁アクチュエータや圧電アクチュエータなどが用いられる。具体的なアクチュエータの構成に関しては、例えばISOM/ODS'99テクニカルダイジェスト20~22頁に記載されている。図7に示すように、グルーブに対してトラックサーボをかける場合では、ラジアルチルト信号の符号が逆になる。従って、グルーブとランドでは、ラジアルチルトの補正を行うための演算回路79、駆動回路80から構成される回路の極性を切り換える。

【0053】 [光学式情報記録再生装置の第二の実施形態] 図9に本発明の光学式情報記録再生装置の第二の実施形態を示す。本実施形態は、図1に示す本発明の光へッド装置の第一の実施の形態に、演算回路79、駆動回路81を付加したものである。

「0054】 CCで、演算回路79は、光検出器10の 各受光部からの出力に基づいてラジアルチルト信号を演 算する。演算方法は本発明の光へッド装置の第一の実施 形態で説明した通りである。

【0055】また、駆動回路81は、演算回路79と組 み合わせることによりフィードバックによるループ回路 を構成し、ラジアルチルト信号が0になるように、図中 の点線で囲まれた領域289内の光ヘット装置全体を、 図示しないモータにより、ディスク7の半径方向に傾け る。これによりディスク7のラジアルチルトが補正さ 30 れ、記録再生特性に対する悪影響がなくなる。例えばモ ータには、DCモータやステップモータなどが用いられ る。具体的なモータの構成に関しては、例えば特開平9 -161293号公報に記載されている。図7に示すよ うに、グループに対してトラックサーボをかける場合 と、ランドに対してトラックサーボをかける場合では、 ラジアルチルト信号の符号が逆になる。従って、グルー ブとランドでは、ラジアルチルトの補正を行うための演 算回路79、駆動回路81から構成される回路の極性を 切り換える。本発明の光学式情報記録再生装置の実施形 態としては、これ以外に、光ヘッド装置の光学系中に、 液晶光学素子を設置して、ディスク7のラジアルチルト を補正する形態も考えられる。この液晶光学素子を用い る実施形態においては、ラジアルチルト信号が0になる ように、複数の領域に分割された液晶光学素子の各領域 に異なる電圧を印加して、ディスク7の基板に起因する コマ収差を打ち消すような、コマ収差を発生させる。具 体的な液晶光学素子の構成に関しては、例えばISOM /ODS'96テクニカルダイジェスト351~353 頁に記載されている。

50 【0056】[光ヘッド装置の第二の実施形態]本発明

の光ヘッド装置の第二の実施形態は、図1に示す本発明 の光ヘッド装置の第一の実施形態における、図3に示す ディスク7上の集光スポットの配置を、図10に示すデ ィスク7上の集光スポットの配置に変えたものである。 集光スポット12、82、83は、それぞれ回折光学素 子3からの0次光、+1次回折光、-1次回折光に相当 する。集光スポット12はトラック11(グループまた はランド)上、集光スポット82はトラック11とその 左側に隣接するトラック (ランドまたはグループ) の境 界上、集光スポット83はトラック11とその右側に隣 10 接するトラック(ランドまたはグルーブ)の境界上にそ れぞれ配置されている。

【0057】図11に、トラック誤差信号およびラジア ルチルト信号に関わる各種の波形を示す。横軸はメイン ビームである集光スポット12がディスク7の溝を半径 方向の左側から右側へ横断する際の集光スポット12と 溝の位置ずれであり、aは集光スポット12がグループ 上に位置している状態、bは集光スポット12がグルー ブとランドの境界上に位置している状態、 c は集光スポ ット12がランド上に位置している状態、 d は集光スポ 20 ット12がランドとグルーブの境界上に位置している状 態にそれぞれ対応している。

)

【0058】メインビームである集光スポット12によ るブッシュブル信号である[(V23+V24+V25 +V26+V31+V32+V33+V34)-(V27+V28+V29+V30+V35+V36+V37 +V38)]の波形は、図11(a)の実線のようにな る。図10に示す集光スポット82は集光スポット12 に対し、ディスク7の溝の1/4周期分だけディスク7 の半径方向に図10の左側にずらして配置されているた 30 め、サブビームである集光スポット82によるブッシュ ブル信号である[(V39+V40+V43+V44)-- (V41+V42+V45+V46)]の波形は、図 11(a) の実線の波形に対して位相が $\pi/2$  だけ遅れ て図11(b)の実線のようになる。

【0059】また、図10に示す集光スポット83は集 光スポット12に対し、ディスク7の溝の1/4周期分 だけディスク7の半径方向に図10の右側にずらして配 置されているため、サブビームである集光スポット83 によるブッシュブル信号である[(V47+V48+V 51+V52) - (V49+V50+V53+V5"4)]の波形は、図11(a)の実線の波形に対して位 相がπ/2だけ進んで図11(c)の実線のようにな る。図11(b)、図11(c)の実線の波形は逆相で あり、図11(a)の実線の波形に対して位相がπ/2 だけずれているため、メインビームである集光スポット 12によるブッシュブル信号と、サブビームである集光 スポット82、83によるブッシュブル信号の和との 差、すなわち差動ブッシュブル法によるトラック誤差信

+V32+V33+V34) - (V27+V28+V29+V30+V35+V36+V37+V38)] - K [ (V39+V40+V43+V44+V47+V48 +V51+V52) - (V41+V42+V45+V4

6+V49+V50+V53+V54)](Kは定数) の波形は図11(d)の実線のようになる。

【0060】ディスク7にラジアルチルトがない場合、 メインビームである集光スポット12によるラジアルチ ルト信号である[(V23+V24+V29+V30+ V33+V34+V35+V36) - (V25+V26)+ V 2 7 + V 2 8 + V 3 1 + V 3 2 + V 3 7 + V 3 8)]の値は、集光スポット12がディスク7のグルー ブ上またはランド上に位置する場合共に0となるため、 その波形は、図11(e)の実線のようになる。集光ス ポット82は集光スポット12に対し、ディスク7の溝 の1/4周期分だけディスク7の半径方向に図10の左 側にずらして配置されているため、サブビームである集 光スポット82によるラジアルチルト信号である[(V 39+V42+V44+V45) - (V40+V41+V43+V46)]の波形は、図11(e)の実線の波 形に対して位相が $\pi/2$ だけ遅れて、図11(f)の実 線のようになる。

【0061】また、集光スポット83は集光スポット1 2に対し、ディスク7の溝の1/4周期分だけディスク 7の半径方向に図10の右側にずらして配置されている ため、サブビームである集光スポット83によるラジア ルチルト信号である[(V47+V50+V52+V5 3) - (V48+V49+V51+V54)]の波形 は、図11(e)の実線の波形に対して位相がπ/2だ け進んで、図11(g)の実線のようになる。このた め、メインビームである集光スポット12によるラジア ルチルト信号と、サブビームである集光スポット82、 83によるラジアルチルト信号の和との差、すなわち最 終的なラジアルチルト信号である[(V23+V24+ V29+V30+V33+V34+V35+V36)-(V25+V26+V27+V28+V31+V32+ V37+V38)]-K[(V39+V42+V44+ V45+V47+V50+V52+V53)-(V40+V41+V43+V46+V48+V49+V51+ 40 V54)] (Kは定数)の波形は図11(h)の実線の ようになる。

【0062】ディスク7に正のラジアルチルトがある場 合、メインビームである集光スポット12によるラジア ルチルト信号である[(V23+V24+V29+V3 0+V33+V34+V35+V36)-(V25+V26+V27+V28+V31+V32+V37+V3 8)]の値は、集光スポット12がディスク7のグルー ブ上に位置する場合は正、ランド上に位置する場合は負 となるため、その波形は、図11(i)の実線のように 号である[(V23+V24+V25+V26+V31 50 なる。集光スポット82は集光スポット12に対し、デ

ィスク7の溝の1/4周期分だけディスク7の半径方向 に、図10の左側にずらして配置されているため、サブ ビームである集光スポット82によるラジアルチルト信 号である「(V39+V42+V44+V45)-(V 40+V41+V43+V46)]の波形は、図11 (i)の実線の波形に対して位相が $\pi/2$ だけ遅れて、 図11(j)の実線のようになる。集光スポット83は 集光スポット12に対し、ディスク7の溝の1/4周期 分だけディスク7の半径方向に図10の右側にずらして 配置されているため、サブビームである集光スポット8 3によるラジアルチルト信号である[(V47+V50 +V52+V53) - (V48+V49+V51+V54)]の波形は、図11(i)の実線の波形に対して位 相がπ/2だけ進んで図11(k)の実線のようにな

1

【0063】また、図11(j)、図11(k)の実線 の波形は逆相であり、図11(i)の実線の波形に対し て位相がπ/2だけずれているため、メインビームであ る集光スポット12によるラジアルチルト信号と、サブ ビームである集光スポット82、83によるラジアルチ 20 ルト信号の和との差、すなわち最終的なラジアルチルト 信号である[(V23+V24+V29+V30+V3 3+V34+V35+V36) - (V25+V26+V27+V28+V31+V32+V37+V38)]-K [ (V39+V42+V44+V45+V47+V5 0+V52+V53) - (V40+V41+V43+V46+V48+V49+V51+V54)](Kは定 数)の波形は図11(1)の実線のようになる。

【0064】ディスク7に負のラジアルチルトがある場 合、メインビームである集光スポット12によるラジア 30 ることができる。 ルチルト信号である [ (V23+V24+V29+V3 0+V33+V34+V35+V36) - (V25+V26+V27+V28+V31+V32+V37+V3 8)]の値は、集光スポット12がディスク7のグルー ブ上に位置する場合は負、ランド上に位置する場合は正 となるため、その波形は図11(m)の実線のようにな る。集光スポット82は集光スポット12に対し、ディ スク7の溝の1/4周期分だけディスク7の半径方向 に、図10の左側にずらして配置されているため、サブ ビームである集光スポット82によるラジアルチルト信 40 号である[(V39+V42+V44+V45)-(V 40+V41+V43+V46)]の波形は、図11 (m)の実線の波形に対して位相がπ/2だけ遅れて、 図11(n)の実線のようになる。集光スポット83は 集光スポット12に対し、ディスク7の溝の1/4周期 分だけディスク7の半径方向に、図10の右側にずらし て配置されているため、サブビームである集光スポット 83によるラジアルチルト信号である[(V47+V5 0+V52+V53) - (V48+V49+V51+V54)]の波形は、図ll(m)の実線の波形に対して 50 [(V47+V48+V51+V52)-(V49+V

位相がπ/2だけ進んで図11(o)の実線のようにな

【0065】また、図11(n)、図11(o)の実線 の波形は逆相であり、図11(m)の実線の波形に対し て位相がπ/2だけずれているため、メインビームであ る集光スポット12によるラジアルチルト信号と、サブ ビームである集光スポット82、83によるラジアルチ ルト信号の和との差、すなわち最終的なラジアルチルト 信号である [ (V23+V24+V29+V30+V3 3+V34+V35+V36) - (V25+V26+V27+V28+V31+V32+V37+V38)]-K [ (V39+V42+V44+V45+V47+V5 0+V52+V53) - (V40+V41+V43+V46+V48+V49+V51+V54)](Kは定 数)の波形は図11(p)の実線のようになる。

【0066】まず、図11(d)に示すトラック誤差信 号を用いて、図中のaの状態すなわちグループに対して トラックサーボをかける場合について考える。ディスク 7のラジアルチルトが0、正、負の場合、図11

(h)、(1)、(p)に示すラジアルチルト信号の値 はそれぞれり、正、負となる。従って、このラジアルチ ルト信号を用いてディスク7のラジアルチルトを検出す ることができる。次に、図11(d)に示すトラック誤 差信号を用いて、図中のcの状態すなわちランドに対し てトラックサーボをかける場合について考える。ディス ク7のラジアルチルトが0、正、負の場合、図11 (h)、(1)、(p)に示すラジアルチルト信号の値 はそれぞれり、負、正となる。従って、このラジアルチ ルト信号を用いてディスク7のラジアルチルトを検出す

【0067】対物レンズ6がディスク7の半径方向にシ フトすると、ホログラム光学素子8上のメインビーム、 サブビームもディスク7の半径方向にシフトする。メイ ンビームが、図4中で左向きにシフトしたとすると、受 光部23、24、33、34からの出力は増え、受光部 27、28、37、38からの出力は減る。また、サブ ビームが、図4中で左向きにシフトしたとすると、受光 部39、44、47、52からの出力は増え、受光部4 1、46、49、54からの出力は減る。

【0068】このとき、メインビームである集光スポッ ト12によるプッシュプル信号である[(V23+V2 4+V25+V26+V31+V32+V33+V3 4) - (V27 + V28 + V29 + V30 + V35 + V36+V37+V38)]の波形は、図11(a)の点 線のようになる。サブビームである集光スポット82に よるプッシュブル信号である[(V39+V40+V4 3+V44)-(V41+V42+V45+V46)の波形は図11(b)の点線のようになる。サブビーム である集光スポット83によるブッシュブル信号である

50+V53+V54)]の波形は、図11(c)の点 線のようになる。図11(b)、図11(c)の点線の 波形は逆相であり、図11(a)の点線の波形に対して 位相がπ/2だけずれているが、直流成分の符号が全て 同じであるため、差動ブッシュブル法によるトラック誤 差信号である[(V23+V24+V25+V26+V 31+V32+V33+V34) - (V27+V28+V29+V30+V35+V36+V37+V38)] -K [ (V39+V40+V43+V44+V47+V 48+V51+V52) - (V41+V42+V45+V46+V49+V50+V53+V54)](Kは定 数)の波形は、Kの値を適切に設定することにより、ブ ッシュブル信号に生じるオフセットがメインビームとサ ブビームで相殺され、図11(d)の実線のようにな

)

25

【0069】ディスク7にラジアルチルトがない場合、 メインビームである集光スポット12によるラジアルチ ルト信号である [ (V23+V24+V29+V30+ V33+V34+V35+V36) - (V25+V26)+V27+V28+V31+V32+V37+V3 8)] の波形は、図11(e)の点線のようになる。サ ブビームである集光スポット82によるラジアルチルト 信号である[(V39+V42+V44+V45)-(V40+V41+V43+V46)]の波形は図11 (f) の点線のようになる。サブビームである集光スポ ット83によるラジアルチルト信号である[(V47+ V50+V52+V53) - (V48+V49+V51+V54)]の波形は図11(g)の点線のようにな る。図11(e)、図11(f)、図11(g)の点線 の波形は直流成分の符号が全て同じであるため、最終的 30 なラジアルチルト信号である[(V23+V24+V2 9+V30+V33+V34+V35+V36)-(V25+V26+V27+V28+V31+V32+V3 7+V38)] -K[(V39+V42+V44+V45+V47+V50+V52+V53)-(V40+V41+V43+V46+V48+V49+V51+V5 4)] (Kは定数)の波形は、Kの値を適切に設定する ことにより、ラジアルチルト信号に生じるオフセットが メインビームとサブビームで相殺され、図11(h)の 実線のようになる。

【0070】ディスク7に正のラジアルチルトがある場 . 合、メインピームである集光スポット12によるラジア ルチルト信号である[(V23+V24+V29+V3 0+V33+V34+V35+V36)-(V25+V26+V27+V28+V31+V32+V37+V3 8) ] の波形は、図11(i) の点線のようになる。サ ブビームである集光スポット82によるラジアルチルト 信号である[(V39+V42+V44+V45)-(V40+V41+V43+V46)]の波形は図11

ット83によるラジアルチルト信号である[(V47+ V50+V52+V53) - (V48+V49+V51)+ V 5 4 ) ] の波形は、図 1 1 (k) の点線のようにな る。図11(j)、図11(k)の点線の波形は逆相で あり、図11(i)の点線の波形に対して位相がπ/2 だけずれているが、直流成分の符号が全て同じであるた め、最終的なラジアルチルト信号である[(V23+V 24+V29+V30+V33+V34+V35+V3 6) - (V 2 5 + V 2 6 + V 2 7 + V 2 8 + V 3 1 + V32+V37+V38)] -K[(V39+V42+V 44+V45+V47+V50+V52+V53) -(V40+V41+V43+V46+V48+V49+V51+V54)] (Kは定数)の波形は、Kの値を適 切に設定することにより、ラジアルチルト信号に生じる オフセットがメインビームとサブビームで相殺され、図 11(1)の実線のようになる。

【0071】ディスク7に負のラジアルチルトがある場 合、メインビームである集光スポット12によるラジア ルチルト信号である「(V23+V24+V29+V3 0+V33+V34+V35+V36)-(V25+V26+V27+V28+V31+V32+V37+V3 8)] の波形は、図11(m)の点線のようになる。サ ブビームである集光スポット82によるラジアルチルト 信号である[(V39+V42+V44+V45)-(V40+V41+V43+V46)]の波形は図11 (n) の点線のようになる。サブビームである集光スポ ット83によるラジアルチルト信号である[(V47+ V50+V52+V53) - (V48+V49+V51)+V54)]の波形は、図11(o)の点線のようにな る。図11(n)、図11(o)の点線の波形は逆相で あり、図11(m)の点線の波形に対して位相がπ/2 だけずれているが、直流成分の符号が全て同じであるた め、最終的なラジアルチルト信号である[(V23+V 24+V29+V30+V33+V34+V35+V3 6) - (V25 + V26 + V27 + V28 + V31 + V32+V37+V38)] -K[(V39+V42+V 44+V45+V47+V50+V52+V53)-(V40+V41+V43+V46+V48+V49+V51+V54)] (Kは定数)の波形は、Kの値を適 40 切に設定することにより、ラジアルチルト信号に生じる オフセットがメインビームとサブビームで相殺され、図 11(p)の実線のようになる。

【0072】すなわち、対物レンズ6がディスク7の半 径方向にシフトしてもラジアルチルト信号にオフセット を生じず、ディスク7のラジアルチルトを正しく検出す ることができる。

【0073】本発明の光ヘッド装置の第二の実施形態に おいては、サブビームである集光スポット82によるブ ッシュプル信号である[(V39+V40+V43+V (j) の点線のようになる。サブビームである集光スポ 50 44) - (V41+V42+V45+V46)]の波形

は、図11(b)の実線のようになり、サブビームであ る集光スポット83によるプッシュブル信号である [(V47+V48+V51+V52)-(V49+V50+V53+V54)]の波形は、図11(c)の実 線のようになる。ここで、集光スポット82によるブッ シュプル信号と、集光スポット83によるブッシュブル 信号の差を、ランド/グルーブの位置検出信号と呼ぶ。 このとき、ランド/グルーブの位置検出信号である [ (V39+V40+V43+V44+V49+V50 +V53+V54) - (V41+V42+V45+V4 6+V47+V48+V51+V52)]の値は、メイ ンビームである集光スポット12がディスク7のグルー ブ上に位置する場合は、正、ランド上に位置する場合は 負となる。従って、ランド/グルーブの位置検出信号の 符号により、集光スポット12がディスク7のランド、 グループのどちらの上に位置するかを検出することが可 能である。

【0074】[光ヘッド装置の第三の実施形態]本発明の光ヘッド装置の第三の実施形態は、図1に示す本発明の光ヘッド装置の第一の実施形態における、図2に示す回折光学素子3を、図12に示す回折光学素子84に置き換えたものである。

【0075】図12は回折光学素子84の平面図である。回折光学素子84は、図中に点線で示す対物レンズ6の有効径を含む領域に回折格子が形成された構成であり、入射光の光軸を通りディスク7の接線方向に平行な直線で、領域85、86の2つに分割されている。回折格子における格子の方向は領域85、86のいずれにおいてもディスク7の半径方向に平行であり、格子のパタンは領域85、86のいずれにおいても等間隔の直線状30である。領域85と領域86における格子の位相は互いにπだけずれている。

)

【0076】ここで、格子のライン部とスペース部の位相差を例えば0.232 $\pi$ とすると、入射光は0次光として約87.3%が透過し、 $\pm$ 1次回折光としてそれぞれ約5.1%が回折される。+1次回折光、-1次回折光を、図12でそれぞれ上側に回折される光、下側に回折される光とすると、領域85、86からの+1次回折光は位相が互いに $\pi$ だけずれ、領域85、86からの-1次回折光は位相が互いに $\pi$ だけずれる。

【0077】図13にディスク7上の集光スポットの配置を示す。集光スポット12、87、88は、それぞれ回折光学素子84からの0次光、+1次回折光、-1次回折光に相当し、同一のトラック11(グループまたはランド)上に配置されている。集光スポット87、88は、ディスク7の半径方向の左側と右側に強度が等しい2つのピークを持つ。

【0078】回折光学素子84を入射光の光軸を通り、 下側に回折される光とすると、領域90からの+1次回ディスク7の接線方向に平行な直線で領域85、86の 折光は領域91からの+1次回折光に対して位相がπ/2つに分割し、領域85と領域86における格子の位相 50 2だけ進み、領域90からの-1次回折光は領域91か

28

を互いに $\pi$ だけずらすことにより、対物レンズ6に入射するサブビームの位相を、光軸を通りディスク7の接線方向に平行な直線の左側と右側で互いに $\pi$ だけずらすことは、ディスク7上の2つのサブビームの集光スポットをメインビームの集光スポットに対し、ディスク7の溝の1/2周期分だけディスク7の半径方向に互いに逆向きにずらして配置することと、トラック誤差信号に関しては等価である。その理由に関しては、例えば第57回応用物理学会学術講演会講演予稿集第3分冊906頁(7p-E-1)に記載されている。同様に、両者はラジアルチルト信号に関しても等価である。

【0079】従って、本発明の光へッド装置の第三の実施形態におけるトラック誤差信号およびラジアルチルト信号に関わる各種の波形は、図6に示す本発明の光へッド装置の第一の実施形態におけるトラック誤差信号およびラジアルチルト信号に関わる各種の波形と同じである。すなわち、対物レンズ6がディスク7の半径方向にシフトしても、ラジアルチルト信号にオフセットを生じず、ディスク7のラジアルチルトを正しく検出することができる。

【0080】本発明の光へッド装置の第三の実施形態においては、メインビームである集光スポット12と、サブビームである集光スポット87、88が、ディスク7の同一のトラック11上に配置されている。従って、トラックビッチが異なるディスクに対しても、集光スポット12、87、88の配置は変わらず、任意のトラックビッチのディスクに対してラジアルチルトを正しく検出することができる。

【0081】 [光ヘッド装置の第四の実施形態] 本発明の光ヘッド装置の第四の実施形態は、図1に示す本発明の光ヘッド装置の第一の実施形態における、図2に示す回折光学素子3を、図14に示す回折光学素子89に置き換えたものである。

【0082】図14は回折光学素子89の平面図であ る。回折光学素子89は、図中に点線で示す対物レンズ 6の有効径を含む領域に回折格子が形成された構成であ り、入射光の光軸を通りディスク7の接線方向に平行な 直線で、領域90、91の2つに分割されている。回折 格子における格子の方向は領域90、91のいずれにお 40 いても、ディスク7の半径方向に平行であり、格子のバ タンは領域90、91のいずれにおいても等間隔の直線 状である。領域90と領域91における格子の位相は互 いにπ/2だけずれている。格子のライン部とスペース 部の位相差を、例えば 0. 232 πとすると、入射光は 0次光として約87.3%が透過し、±1次回折光とし てそれぞれ約5.1%が回折される。+1次回折光、-1次回折光を、図14でそれぞれ上側に回折される光、 下側に回折される光とすると、領域90からの+1次回 折光は領域91からの+1次回折光に対して位相がπ/

5の-1次回折光に対して位相がπ/2だけ遅れる。 【0083】図15にディスク7上の集光スポットの配置を示す。集光スポット12、92、93は、それぞれ回折光学素子89からの0次光、+1次回折光、-1次回折光に相当し、同一のトラック11(グループまたはランド)上に配置されている。集光スポット92は、ディスク7の半径方向の左側に強度が強く、右側に強度が弱い、2つのビークを持ち、集光スポット93は、ディ

スク7の半径方向の左側に強度が弱く、右側に強度が強

い、2つのピークを持つ。

)

29

【0084】回折光学素子89を入射光の光軸を通りディスク7の接線方向に平行な直線で領域90、91の2つに分割し、領域90と領域91における格子の位相を互いにπ/2だけずらすことにより、対物レンズ6に入射するサブビームの位相を、光軸を通り、ディスク7の接線方向に平行な直線の左側と右側とで、互いにπ/2だけずらすことは、ディスク7上の2つのサブビームの集光スポットをメインビームの集光スポットに対し、ディスク7の溝の1/4周期分だけディスク7の半径方向に、互いに逆向きにずらして配置することと、トラック20誤差信号に関しては等価である。その理由に関しては、例えばジャパニーズ・ジャーナル・オブ・アプライド・フィジックス第38巻第1部第3B号1761~1767頁に記載されている。同様に、両者はラジアルチルト信号に関しても等価である。

【0085】従って、本発明の光ヘッド装置の第四の実施形態におけるトラック誤差信号およびラジアルチルト信号に関わる各種の波形は、図11に示す本発明の光ヘッド装置の第二の実施形態におけるトラック誤差信号およびラジアルチルト信号に関わる各種の波形と同じである。すなわち、対物レンズ6がディスク7の半径方向にシフトしても、ラジアルチルト信号にオフセットを生じず、ディスク7のラジアルチルトを正しく検出することができる。

【0086】本発明の光へッド装置の第四の実施形態においては、メインビームである集光スポット12とサブビームである集光スポット92、93がディスク7の同一のトラック11上に配置されている。従って、トラックピッチが異なるディスクに対しても、集光スポット12、92、93の配置は変わらず、任意のトラックピッチのディスクに対して、ラジアルチルトを正しく検出することができる。

【0087】また、本発明の光へッド装置の第二の実施 形態と同様に、集光スポット12がディスク7のラン ド、グループのどちらの上に位置するかを、ランド/グ ループの位置検出信号の符号により検出することが可能 である。

【0088】[光ヘッド装置の第五の実施形態]本発明の光ヘッド装置の第五の実施形態は、図1に示す本発明の光ヘッド装置の第一の実施形態における、図2に示す 50

回折光学素子3を、図16に示す回折光学素子94に置き換えたものである。

【0089】図16は回折光学素子94の平面図であ る。回折光学素子94は、図中に点線で示す対物レンズ 6の有効径を含む領域に、回折格子が形成された構成で あり、入射光の光軸を通り、ディスク7の接線方向に平 行な直線、および半径方向に平行な直線で、領域95~ 98の4つに分割されている。回折格子における格子の 方向は領域95~98のいずれにおいても、ディスク7 の半径方向に平行であり、格子のパタンは、領域95~ 10 98のいずれにおいても、等間隔の直線状である。領域 95、98と、領域96、97における格子の位相は、 互いにπ/2だけずれている。格子のライン部とスペー ス部の位相差を、例えば0. 232πとすると、入射光 は、0次光として約87.3%が透過し、±1次回折光 としてそれぞれ約5. 1%が回折される。+1次回折 光、-1次回折光を、図16でそれぞれ上側に回折され る光、下側に回折される光とすると、領域95、98か らの+1次回折光は領域96、97からの+1次回折光 に対して、位相がπ/2だけ進み、領域95、98から の-1次回折光は、領域96、97からの-1次回折光 に対して位相がπ/2だけ遅れる。

【0090】図17に、光ヘッド装置に回折光学素子94を用いた場合のディスク7上の集光スポットの配置を示す。集光スポット12、99、100は、それぞれ回折光学素子94からの0次光、+1次回折光、-1次回折光に相当し、同一のトラック11(グルーブまたはランド)上に配置されている。集光スポット99、100は、ディスク7の接線方向および半径方向に対して±45°の方向に4つのサイドローブを持つ。

【0091】メインビームである集光スポット12によ るプッシュプル信号である[(V23+V24+V25 +V26+V31+V32+V33+V34)-(V27 + V 2 8 + V 2 9 + V 3 0 + V 3 5 + V 3 6 + V 3 7 + V 3 8 ) ] の波形は、図11(a) の実線のようにな る。ここで、回折光学素子94の領域95、96からの +1次回折光、領域97、98からの+1次回折光によ るブッシュブル信号をそれぞれ集光スポット99による プラス前側プッシュブル信号および、プラス後側ブッシ ュブル信号と呼び、回折光学素子94の領域95、96 からの-1次回折光、領域97、98からの-1次回折 光によるブッシュブル信号を、それぞれ集光スポット1 00によるマイナス前側プッシュプル信号、マイナス後 側ブッシュブル信号と呼ぶ。このとき、サブビームであ る集光スポット99によるブラス前側ブッシュブル信号  $rac{1}{2}$   $rac{1}$   $rac{1}$   $rac{1}{2}$   $rac{1}$   $rac{1}$   $rac{1}$   $rac{1}$   $rac{1}$   $rac{1}$   $rac{$ 集光スポット100によるマイナス後側プッシュプル信 号である[(V51+V52)-(V53+V54)] の波形は、図11(b)の実線のようになる。

(0092)サブビームである集光スポット99による

31

プラス後側プッシュブル信号である [ (V43+V44) - (V45+V46)]、集光スポット100によるマイナス前側プッシュブル信号である [ (V47+V48) - (V49+V50)]の波形は、図11(c)の実線のようになる。

【0093】このため、メインビームである集光スポット12によるブッシュブル信号と、サブビームである集光スポット99、100による前側、後側ブッシュブル信号の和との差、すなわち差動ブッシュブル法によるトラック誤差信号である[(V23+V24+V25+V26+V31+V32+V33+V34)-(V27+V28+V29+V30+V35+V36+V37+V38)]-K[(V39+V40+V43+V44+V47+V48+V51+V52)-(V41+V42+V45+V46+V49+V50+V53+V54)](Kは定数)の波形は、図11(d)の実線のようになる。

)

)

【0094】ディスク7にラジアルチルトがない場合、 メインビームである集光スポット12によるラジアルチ ルト信号である [ (V23+V24+V29+V30+ V33+V34+V35+V36) - (V25+V26)+ V 2 7 + V 2 8 + V 3 1 + V 3 2 + V 3 7 + V 3 8)]の波形は、図11(e)の実線のようになる。 【0095】ととで、回折光学素子94の領域95、9 6からの+1次回折光、領域97、98からの+1次回 折光によるラジアルチルト信号をそれぞれ集光スポット 99によるプラス前側ラジアルチルト信号、プラス後側 ラジアルチルト信号と呼び、回折光学素子94の領域9 5、96からの-1次回折光、領域97、98からの-1次回折光によるラジアルチルト信号をそれぞれ集光ス 30 ポット100によるマイナス前側ラジアルチルト信号、 マイナス後側ラジアルチルト信号と呼ぶ。このとき、サ ブビームである集光スポット99によるプラス前側ラジ アルチルト信号である[(V39+V42)-(V40 +V41)]、集光スポット100によるマイナス後側 ラジアルチルト信号である[(V52+V53)-(V 51+V54)]の波形は、図11(f)の実線のよう になる。サブビームである集光スポット99によるプラ ス後側ラジアルチルト信号である[(V44+V45) - (V43+V46)]、集光スポット100によるマ イナス前側ラジアルチルト信号である[(V47+V5 0)-(V48+V49)]の波形は、図11(g)の 実線のようになる。

【0096】このため、メインビームである集光スポット12によるラジアルチルト信号と、サブビームである 集光スポット99、100による前側、後側ラジアルチルト信号の和との差、すなわち最終的なラジアルチルト 信号である[(V23+V24+V29+V30+V3 3+V34+V35+V36)-(V25+V26+V 27+V28+V31+V32+V37+V38)]- K[(V39+V42+V44+V45+V47+V50+V52+V53)-(V40+V41+V43+V46+V48+V49+V51+V54)](Kは定数)の波形は図11(h)の実線のようになる。

32

【0097】ディスク7に正のラジアルチルトがある場合、メインビームである集光スポット12によるラジアルチルト信号である[(V23+V24+V29+V30+V33+V36)-(V25+V26+V27+V28+V31+V32+V37+V38)]の波形は、図11(i)の実線のようになる。サブビームである集光スポット99によるプラス前側ラジアルチルト信号である[(V39+V42)-(V40+V41)]、集光スポット100によるマイナス後側ラジアルチルト信号である[(V52+V53)-(V51+V54)]の波形は、図11(j)の実線のようになる。

【0098】サブビームである集光スポット99による プラス後側ラジアルチルト信号である[(V44+V4 5) - (V43+V46)]、集光スポット100によ るマイナス前側ラジアルチルト信号である[(V47+ V50)-(V48+V49)]の波形は、図11 (k)の実線のようになる。このため、メインビームで ある集光スポット12によるラジアルチルト信号と、サ ブビームである集光スポット99、100による前側、 後側ラジアルチルト信号の和との差、すなわち最終的な ラジアルチルト信号である[(V23+V24+V29 +V30+V33+V34+V35+V36)-(V25+V26+V27+V28+V31+V32+V37 +V38)]-K[(V39+V42+V44+V45 +V47+V50+V52+V53) - (V40+V41 + V 4 3 + V 4 6 + V 4 8 + V 4 9 + V 5 1 + V 54)] (Kは定数)の波形は、図11(1)の実線のよ うになる。

【0099】ディスク7に負のラジアルチルトがある場 合、メインビームである集光スポット12によるラジア ルチルト信号である[(V23+V24+V29+V3 0+V33+V34+V35+V36) - (V25+V26+V27+V28+V31+V32+V37+V3 8)]の波形は、図11(m)の実線のようになる。サ ブビームである集光スポット99によるプラス前側ラジ アルチルト信号である「(V39+V42)-(V40 +V41)〕、集光スポット100によるマイナス後側 ラジアルチルト信号である[(V52+V53)-(V 51+V54)]の波形は、図11(n)の実線のよう になる。サブビームである集光スポット99によるブラ ス後側ラジアルチルト信号である[(V44+V45) - (V43+V46)]、集光スポット100によるマ イナス前側ラジアルチルト信号である[(V47+V5 0)-(V48+V49)]の波形は、図11(o)の 50 実線のようになる。このため、メインビームである集光 スポット12によるラジアルチルト信号と、サブビーム である集光スポット99、100による前側、後側ラジ アルチルト信号の和との差、すなわち最終的なラジアル チルト信号である [ (V23+V24+V29+V30 +V33+V34+V35+V36)-(V25+V26 + V 2 7 + V 2 8 + V 3 1 + V 3 2 + V 3 7 + V 38) ] -K [ (V39+V42+V44+V45+V4 7 + V50 + V52 + V53) - (V40 + V41 + V43+V46+V48+V49+V51+V54) (Kは定数)の波形は、図11(p)の実線のようにな 10 る.

【0100】対物レンズ6がディスク7の半径方向にシ フトした場合のトラック誤差信号およびラジアルチルト 信号に関わる各種の波形も、図11を参照して同様に説 明できる。すなわち、対物レンズ6がディスク7の半径 方向にシフトしてもラジアルチルト信号にオフセットを 生じず、ディスク7のラジアルチルトを正しく検出する ととができる。

【0101】本発明の光ヘッド装置の第五の実施形態に おいては、メインビームである集光スポット12と、サ ブビームである集光スポット99、100が、ディスク 7の同一のトラック11上に配置されている。従って、 トラックピッチが異なるディスクに対しても、集光スポ ット12、99、100の配置は変わらず、任意のトラ ックピッチのディスクに対してラジアルチルトを正しく 検出することができる。

【0102】本発明の光ヘッド装置の第五の実施形態に おいては、サブビームである集光スポット99によるプ ラス前側プッシュプル信号である[(V39+V40) - (V41+V42)]、集光スポット100によるマ イナス後側ブッシュプル信号である[(V51+V5 2) - (V53+V54)]の波形は、図11(b)の 実線のようになり、サブビームである集光スポット99 によるプラス後側プッシュブル信号である[(V43+ V44) - (V45+V46)]、集光スポット100 によるマイナス前側プッシュブル信号である[(V47 + V 4 8 ) ~ (V 4 9 + V 5 0)]の波形は、図11 (c)の実線のようになる。

Ì

【0103】ここで、集光スポット99によるプラス前 側プッシュブル信号と集光スポット100によるマイナ ス後側プッシュプル信号の和と、集光スポット99によ るプラス後側ブッシュプル信号と集光スポット100に よるマイナス前側ブッシュブル信号の和との差を、ラン ド/グループの位置検出信号と呼ぶ。このとき、ランド /グルーブの位置検出信号である[(V39+V40+ V45+V46+V49+V50+V51+V52) -(V41+V42+V43+V44+V47+V48+ V53+V54)]の値は、メインビームである集光ス ポット12がディスク7のグルーブ上に位置する場合は

ド/グルーブの位置検出信号の符号により、集光スポッ ト12がディスク7のランド、グループのどちらの上に 位置するかを検出することが可能である。

【0104】本発明の光ヘッド装置の第四の実施形態に おいては、図15に示すように、集光スポット92はデ ィスク7の半径方向の左側の強度が強く、集光スポット 93はディスク7の半径方向の右側の強度が強い。この ため、ディスク7の偏芯等により集光スポット12、9 2、93の列に対してトラック11が傾くと、正方向に 傾いた場合と、負方向に傾いた場合で、集光スポット9 2、93によるブッシュブル信号の和の位相が大きく変 化し、その結果、差動プッシュブル信号の振幅が大きく 変化する。

【0105】これに対し、本発明の光ヘッド装置の第五 の実施の形態においては、図17に示すように、集光ス ポット99、100は、共にディスク7の半径方向の強 度分布が左右対称である。 このため、ディスク7の偏芯 等により集光スポット12、99、100の列に対し て、トラック11が傾いても、正方向に傾いた場合と、 20 負方向に傾いた場合で、集光スポット99、100によ るブッシュブル信号の和の位相が変化せず、その結果、 差動ブッシュブル信号の振幅が変化しない。

【0106】[光ヘッド装置の第六の実施形態]本発明 の光ヘッド装置の第六の実施形態は、図1に示す本発明 の光ヘッド装置の第一の実施形態における、図2に示す 回折光学素子3を、図18に示す回折光学素子101に 置き換えたものである。

【0107】図18は回折光学素子101の平面図であ る。回折光学素子101は、図中に点線で示す対物レン ズ6の有効径を含む領域に、回折格子が形成された構成 であり、入射光の光軸を通り、ディスク7の接線方向に 平行な直線および半径方向に平行な2つの直線で、領域 102~107の6つに分割されている。

【0108】対物レンズ6の有効径の内側においては、 領域102、103の占める面積が、領域104~10 7の占める面積に比べて広い。回折格子における格子の 方向は、領域102~107のいずれにおいても、ディ スク7の半径方向に平行であり、格子のパタンは領域1 02~107のいずれにおいても、等間隔の直線状であ る。領域102、105、107と、領域103、10 4、106における格子の位相は、互いにπ/2だけず れている。格子のライン部とスペース部の位相差を、例 えば0.232πとすると、入射光は0次光として約8 7. 3%が透過し、±1次回折光としてそれぞれ約5. 1%が回折される。+1次回折光、-1次回折光を図1 8でそれぞれ上側に回折される光、下側に回折される光 とすると、領域102、105、107からの+1次回 折光は、領域103、104、106からの+1次回折 光に対して、位相がπ/2だけ進み、領域102、10 正、ランド上に位置する場合は負となる。従って、ラン 50 5、107からの-1次回折光は、領域103、10

4、106からの-1次回折光に対して位相が $\pi/2$ だけ遅れる。

35

【0109】図19にディスク7上の集光スポットの配置を示す。集光スポット12、108、109は、それぞれ回折光学素子101からの0次光、+1次回折光、-1次回折光に相当し、同一のトラック11(グルーブまたはランド)上に配置されている。集光スポット108は、ディスク7の接線方向の中央かつ半径方向の左側に強度が強い1つのピーク、ディスク7の接線方向の前側および後側かつ半径方向の右側に強度が弱い2つのピークを持ち、集光スポット109は、ディスク7の接線方向の中央かつ半径方向の右側に強度が強い1つのピーク、ディスク7の接線方向の方側に強度が弱い2つのピークを持つ。

``)

【0110】メインビームである集光スポット12によ るプッシュプル信号である[(V23+V24+V25 +V26+V31+V32+V33+V34)-(V27+V28+V29+V30+V35+V36+V37 +V38)]の波形は、図11(a)の実線のようにな る。 ととで、 回折光学素子101の領域102、103 20 からの+1次回折光、領域104、105からの+1次 回折光、領域106、107からの+1次回折光による ブッシュブル信号をそれぞれ集光スポット108による 中央ブッシュブル信号、前側ブッシュブル信号、後側ブ ッシュプル信号と呼び、回折光学素子101の領域10 2、103からの-1次回折光、領域104、105か **らの-1次回折光、領域106、107からの-1次回** 折光によるブッシュブル信号をそれぞれ集光スポット1 09による中央プッシュブル信号、前側プッシュブル信 号、後側プッシュプル信号と呼ぶ。

【0111】このとき、サブビームである集光スポット 108による中央プッシュブル信号、集光スポット10 9による前側プッシュプル信号、後側プッシュプル信号 の波形は図11(b)の実線のようになる。サブビーム である集光スポット108による前側プッシュブル信 号、後側ブッシュブル信号、集光スポット109による 中央プッシュブル信号の波形は、図11(c)の実線の ようになる。このため、メインビームである集光スポッ ト12によるプッシュプル信号と、サブビームである集 光スポット108、109による中央、前側、後側ブッ シュブル信号の和との差、すなわち差動プッシュブル法 によるトラック誤差信号である[(V23+V24+V 25+V26+V31+V32+V33+V34)-(V27+V28+V29+V30+V35+V36+ V37+V38)] -K[(V39+V40+V43+V44+V47+V48+V51+V52) - (V41+V42+V45+V46+V49+V50+V53+ V54)] (Kは定数)の波形は、図11(d)の実線 のようになる。

【0112】ディスク7にラジアルチルトがない場合、

メインビームである集光スポット12によるラジアルチ ルト信号である [ (V23+V24+V29+V30+ V33+V34+V35+V36) - (V25+V26)+ V 2 7 + V 2 8 + V 3 1 + V 3 2 + V 3 7 + V 3 8)]の波形は、図11(e)の実線のようになる。 【0113】 ことで、回折光学素子101の領域10 2、103からの+1次回折光、領域104、105か ちの+1次回折光、領域106、107からの+1次回 折光によるラジアルチルト信号をそれぞれ集光スポット 108による中央ラジアルチルト信号、前側ラジアルチ ルト信号、後側ラジアルチルト信号と呼び、回折光学素 子101の領域102、103からの-1次回折光、領 域104、105からの-1次回折光、領域106、1 07からの-1次回折光によるラジアルチルト信号をそ れぞれ集光スポット109による中央ラジアルチルト信 号、前側ラジアルチルト信号、後側ラジアルチルト信号 と呼ぶ。

【0114】このとき、サブビームである集光スポット 108による中央ラジアルチルト信号、集光スポット1 09による前側ラジアルチルト信号、後側ラジアルチル ト信号の波形は図11(f)の実線のようになる。サブ ビームである集光スポット108による前側ラジアルチ ルト信号、後側ラジアルチルト信号、集光スポット10 9による中央ラジアルチルト信号の波形は、図11 (g) の実線のようになる。このため、メインビームで ある集光スポット12によるラジアルチルト信号と、サ ブビームである集光スポット108、109による中 央、前側、後側ラジアルチルト信号の和との差、すなわ ち最終的なラジアルチルト信号である[(V23+V2 30 4+V29+V30+V33+V34+V35+V3 6) - (V25 + V26 + V27 + V28 + V31 + V32+V37+V38)] -K[(V39+V42+V 44+V45+V47+V50+V52+V53) -(V40+V41+V43+V46+V48+V49+ V51+V54)] (Kは定数)の波形は図11(h) の実線のようになる。

【0115】ディスク7に正のラジアルチルトがある場合、メインビームである集光スポット12によるラジアルチルト信号である [(V23+V24+V29+V3400+V33+V34+V35+V36)-(V25+V26+V27+V28+V31+V32+V37+V38)]の波形は、図11(i)の実線のようになる。サブビームである集光スポット108による前側ラジアルチルト信号、後側ラジアルチルト信号、後側ラジアルチルト信号、後側ラジアルチルト信号、後側ラジアルチルト信号、後側ラジアルチルト信号、後側ラジアルチルト信号、線光スポット109による中央ラジアルチルト信号の波形は、図11(k)の実線のようになる。このため、メインビームである集光スポット12に

よるラジアルチルト信号と、サブビームである集光スポット108、109による中央、前側、後側ラジアルチルト信号の和との差、すなわち最終的なラジアルチルト信号である[(V23+V24+V29+V30+V33+V34+V35+V36)-(V25+V26+V27+V28+V31+V32+V37+V38)]-K[(V39+V42+V44+V45+V47+V50+V52+V53)-(V40+V41+V43+V46+V48+V49+V51+V54)](Kは定数)の波形は図11(1)の実線のようになる。

37

【0116】ディスク7に負のラジアルチルトがある場合、メインビームである集光スポット12によるラジアルチルト信号である[(V23+V24+V29+V30+V33+V34+V35+V36)-(V25+V26+V27+V28+V31+V32+V37+V38)]の波形は、図11(m)の実線のようになる。

)

【0117】サブビームである集光スポット108によ る中央ラジアルチルト信号、集光スポット109による 前側ラジアルチルト信号、後側ラジアルチルト信号の波 形は図11(n)の実線のようになる。サブビームであ 20 る集光スポット108による前側ラジアルチルト信号、 後側ラジアルチルト信号、集光スポット109による中 央ラジアルチルト信号の波形は、図11(o)の実線の ようになる。このため、メインビームである集光スポッ ト12によるラジアルチルト信号と、サブビームである 集光スポット108、109による中央、前側、後側ラ ジアルチルト信号の和との差、すなわち最終的なラジア ルチルト信号である[(V23+V24+V29+V3 0+V33+V34+V35+V36)-(V25+V26+V27+V28+V31+V32+V37+V3 8)]-K[(V39+V42+V44+V45+V4 7+V50+V52+V53) - (V40+V41+V43+V46+V48+V49+V51+V54)] (Kは定数)の波形は図11(p)の実線のようにな

【0118】対物レンズ6がディスク7の半径方向にシフトした場合のトラック誤差信号およびラジアルチルト信号に関わる各種の波形も、図11を参照して同様に説明できる。すなわち、対物レンズ6がディスク7の半径方向にシフトしても、ラジアルチルト信号にオフセットを生じず、ディスク7のラジアルチルトを正しく検出することができる。

【0119】本発明の光へッド装置の第六の実施形態においては、メインビームである集光スポット12とサブビームである集光スポット108、109が、ディスク7の同一のトラック11上に配置されている。従って、トラックピッチが異なるディスクに対しても、集光スポット12、108、109の配置は変わらず、任意のトラックピッチのディスクに対して、ラジアルチルトを正しく検出することができる。

【0120】また、本発明の光ヘッド装置の第二の実施の形態と同様に、集光スポット12がディスク7のランド、グループのどちらの上に位置するかを検出することが可能である。

【0121】本発明の光へッド装置の第二の実施形態に おいては、図15に示すように、集光スポット92はディスク7の半径方向の左側の強度が強く、集光スポット 93はディスク7の半径方向の右側の強度が強い。この ため、ディスク7の傷芯等により集光スポット12、9 2、93の列に対して、トラック11が傾くと、正方向 に傾いた場合と、負方向に傾いた場合で、集光スポット 92、93によるプッシュプル信号の和の位相が大きく 変化し、その結果、差動プッシュプル信号の振幅が大き く変化する。

【0122】これに対し、本発明の光へッド装置の第六の実施形態においては、図19に示すように、集光スポット108はディスク7の接線方向の中央では半径方向の左側の強度、ディスク7の接線方向の前側および後側では、半径方向の右側の強度がそれぞれ強く、集光スポット109はディスク7の接線方向の中央では、半径方向の右側の強度、ディスク7の接線方向の前側および後側では、半径方向の左側の強度がそれぞれ強い。このため、ディスク7の偏芯等により集光スポット12、108、109の列に対して、トラック11が傾いても、正方向に傾いた場合と、負方向に傾いた場合とで、集光スポット108、109によるブッシュブル信号の和の位相が大きく変化せず、その結果、差動ブッシュブル信号の振幅が大きく変化しない。

【0123】 [光ヘッド装置の第七の実施形態] 図20 に本発明の光ヘッド装置の第七の実施形態を示す。半導 体レーザ1からの出射光は、コリメータレンズ2で平行 光化され、回折光学素子3によりメインビームである0 次光、サブビームである±1次回折光の3つの光に分割 される。これらの光は、偏光ビームスプリッタ4にP偏 光として入射して、ほぼ100%が透過し、1/4波長 板5を透過して、直線偏光から円偏光に変換され、対物 レンズ6でディスク7上に集光される。ディスク7から の3つの反射光は対物レンズ6を逆向きに透過し、1/ 4波長板5を透過して円偏光から往路と偏光方向が直交 した直線偏光に変換され、偏光ビームスプリッタ4にS 偏光として入射して、ほぼ100%が反射され、円筒 (シリンドリカル) レンズ110、レンズ9を透過して 光検出器111で受光される。光検出器111は円筒レ ンズ110、レンズ9の2つの焦線の中間に設置されて いる。

【0124】本発明の光ヘッド装置の第七の実施形態に おける回折光学素子3の平面図は、図2に示す本発明の 光ヘッド装置の第一の実施形態における回折光学素子3 の平面図と同じである。また、本発明の光ヘッド装置の 50 第七の実施形態におけるディスク7上の集光スポットの

40

配置は、図3に示す本発明の光ヘッド装置の第一の実施 形態におけるディスク7上の集光スポットの配置と同じ である。

39

【0125】図21に光検出器111の受光部のパタン と、光検出器111上の光スポットの配置を示す。光ス ポット136は回折光学素子3からの0次光に相当し、 光軸を通りディスク7の接線方向に平行な5本の分割 線、および半径方向に平行な1本の分割線で計12に分 割された受光部112~123で受光される。

【0126】光スポット137は回折光学素子3からの 10 +1次回折光に相当し、ディスク7の接線方向に平行な 5本の分割線で6つに分割された受光部124~129 で受光される。光スポット138は回折光学素子3から の-1次回折光に相当し、ディスク7の接線方向に平行 な5本の分割線で6つに分割された受光部130~13 5で受光される。

【0127】図3に示すように、ディスク7上の集光ス ポット12~14の列は、接線方向であるが、円筒レン ズ110およびレンズ9の作用により、光検出器111 上の光スポット136~138の列は半径方向となる。 【0128】図21に示す光検出器111の受光部11 2~135からの出力を、それぞれV112~V135 で表わすと、フォーカス誤差信号は、非点収差法によ 9. [ (V112+V113+V114+V121+V 122+V123) - (V115+V116+V117)+ V 1 1 8 + V 1 1 9 + V 1 2 0)]の演算から得られ

【0129】トラック誤差信号は、差動ブッシュブル法 により、[(V112+V113+V114+V118 +V119+V120) - (V115+V116+V1 17+V121+V122+V123)]-K[(V1 24+V125+V126+V130+V131+V1 32) - (V127 + V128 + V129 + V133 +V134+V135)] (Kは定数)の演算から得られ る。

)

【0130】ディスク7のラジアルチルトを検出するた めのラジアルチルト信号は、「(V112+V114+ V116+V118+V120+V122) - (V113+V115+V117+V119+V121+V12 3) ] -K [ (V124+V126+V128+V13 0+V132+V134) - (V125+V127+V129+V131+V133+V135)] (Kは定 数)の演算から得られる。

【0131】また、メインビームである集光スポット1 2による再生信号は、[V112+V113+V114 +V115+V116+V117+V118+V119 +V120+V121+V122+V123]の演算か ら得られる。

【0132】本発明の光ヘッド装置の第七の実施形態に おけるトラック誤差信号およびラジアルチルト信号に関 50

わる各種の波形は、図6に示す本発明の光ヘッド装置の 第一の実施形態におけるトラック誤差信号およびラジア ルチルト信号に関わる各種の波形と同じである。すなわ ち、対物レンズ6がディスク7の半径方向にシフトして も、ラジアルチルト信号にオフセットを生じず、ディス ク7のラジアルチルトを正しく検出することができる。 【0133】[光ヘッド装置の第八の実施形態]図22 に本発明の光ヘッド装置の第八の実施形態を示す。半導 体レーザ140、光検出器141がモジュール139内 に設置されている。 ここで、半導体レーザ140からデ ィスク7への光路を往路とし、ディスク7から光検出器 141への光路を復路として説明する。

【0134】半導体レーザ140からの出射光はコリメ ータレンズ2で平行光化され、偏光性回折光学素子14 2に異常光として入射して、メインビームである0次 光、サブビームである±1次回折光の3つの光に分割さ れる。これらの光は偏光性ホログラム光学素子143に 常光として入射して、ほぼ100%が透過し、1/4波 長板5を透過して、直線偏光から円偏光に変換され、対 物レンズ6でディスク7上に集光される。ディスク7か らの3つの反射光は対物レンズ6を逆向きに透過し、1 /4波長板5を透過して円偏光から往路と偏光方向が直 交した直線偏光に変換され、偏光性ホログラム光学素子 143に異常光として入射して、+1次回折光として、 ほぼ100%が回折され、偏光性回折光学素子142に 常光として入射して、ほぼ100%が透過し、コリメー タレンズ2を透過して、光検出器141で受光される。 【0135】本発明の光ヘッド装置の第八の実施形態に おける偏光性回折光学素子142の平面図は、図2に示 30 す本発明の光ヘッド装置の第一の実施形態における回折 光学素子3の平面図と同じである。 偏光性回折光学素子 142は、例えば複屈折性を有するニオブ酸リチウム基 板上に、プロトン交換領域と、誘電体膜から成る2層の 格子が形成された構成である。プロトン交換領域の深さ と、誘電体膜の厚さを、適切に設計することにより、格 子のライン部とスペース部の位相差を常光、異常光に対 して独立に規定することができる。往路の異常光に対し ては、格子のライン部とスペース部の位相差を例えば 232πとすると、入射光は0次光として約87. 3%が透過し、±1次回折光としてそれぞれ約5.1% が回折される。一方、復路の常光に対しては、格子のラ

【0136】本発明の光ヘッド装置の第八の実施の形態 におけるディスク7上の集光スポットの配置は、図3に 示す本発明の光ヘッド装置の第一の実施形態におけるデ ィスク7上の集光スポットの配置と同じである。

イン部とスペース部の位相差を0とすると、入射光はほ

ぼ100%が透過する。

【0137】本発明の光ヘッド装置の第八の実施形態に おける偏光性ホログラム光学素子143の平面図は、図 4に示す本発明の光ヘッド装置の第一の実施形態におけ

るホログラム光学素子8の平面図と同じである。

【0138】偏光性ホログラム光学素子143は、例えば複屈折性を有するニオブ酸リチウム基板上にプロトン交換領域と誘電体膜から成る2層の格子が形成された構成である。さらに、格子の断面形状は領域15~22のいずれにおいても2層の鋸歯状であり、プロトン交換領域の深さと誘電体膜の厚さを適切に設計することにより、鋸歯の上部と下部の位相差を常光、異常光に対して独立に規定することができる。往路の常光に対しては、鋸歯の上部と下部の位相差を0とすると、各領域への入り光はそれぞれほぼ100%が透過する。一方、復路の異常光に対しては、鋸歯の上部と下部の位相差を2πとすると、各領域への入射光は+1次回折光としてそれぞれほぼ100%が回折される。

)

【0139】図23に光検出器141の受光部のパタン と光検出器141上の光スポットの配置を示す。光検出 器141上には、半導体レーザ140、およびミラー1 44が設置されている。半導体レーザ140からの出射 光はミラー144で反射されて、ディスク7へ向かう。 光スポット177は偏光性回折光学素子142からの0 次光のうち、偏光性ホログラム光学素子143の領域1 5からの+1次回折光に相当し、ディスク7の半径方向 に平行な分割線で2つに分割された受光部145、14 6の境界線上に集光される。光スポット178は偏光性 回折光学素子142からの0次光のうち偏光性ホログラ ム光学素子143の領域16からの+1次回折光に相当 し、ディスク7の半径方向に平行な分割線で2つに分割 された受光部147、148の境界線上に集光される。 光スポット179は偏光性回折光学素子142からの0 次光のうち偏光性ホログラム光学素子143の領域17 からの+1次回折光に相当し、ディスク7の半径方向に 平行な分割線で2つに分割された受光部149、150 の境界線上に集光される。光スポット180は偏光性回 折光学素子142からの0次光のうち偏光性ホログラム 光学素子143の領域18からの+1次回折光に相当 し、ディスク7の半径方向に平行な分割線で2つに分割 された受光部151、152の境界線上に集光される。 【0140】光スポット181は偏光性回折光学素子1 42からの0次光のうち偏光性ホログラム光学素子14 3の領域20からの+1次回折光に相当し、ディスク7 の半径方向に平行な分割線で2つに分割された受光部1 53、154の境界線上に集光される。光スポット18 2は偏光性回折光学素子142からの0次光のうち偏光 性ホログラム光学素子143の領域19からの+1次回 折光に相当し、ディスク7の半径方向に平行な分割線で 2つに分割された受光部155、156の境界線上に集 光される。光スポット183は偏光性回折光学素子14 2からの0次光のうち偏光性ホログラム光学素子143 の領域22からの+1次回折光に相当し、ディスク7の 半径方向に平行な分割線で2つに分割された受光部15 7、158の境界線上に集光される。光スポット184 は偏光性回折光学素子142からの0次光のうち偏光性 ホログラム光学素子143の領域21からの+1次回折 光に相当し、ディスク7の半径方向に平行な分割線で2 つに分割された受光部159、160の境界線上に集光 される。

【0141】また、光スポット185は偏光性回折光学 素子142からの+1次回折光のうち偏光性ホログラム 光学素子143の領域15からの+1次回折光に相当 し、単一の受光部161上に集光される。光スポット1 86は偏光性回折光学素子142からの+1次回折光の うち偏光性ホログラム光学素子143の領域16からの +1次回折光に相当し、単一の受光部162上に集光さ れる。光スポット187は偏光性回折光学素子142か らの+1次回折光のうち偏光性ホログラム光学素子14 3の領域17からの+1次回折光に相当し、単一の受光 部163上に集光される。光スポット188は偏光性回 折光学素子142からの+1次回折光のうち偏光性ホロ グラム光学素子143の領域18からの+1次回折光に 20 相当し、単一の受光部164上に集光される。光スポッ ト189は偏光性回折光学素子142からの+1次回折 光のうち偏光性ホログラム光学素子143の領域20か らの+1次回折光に相当し、単一の受光部165上に集 光される。

【0142】光スポット190は個光性回折光学素子142からの+1次回折光のうち個光性ホログラム光学素子143の領域19からの+1次回折光に相当し、単一の受光部166上に集光される。光スポット191は個光性回折光学素子142からの+1次回折光の付当し、単一の受光部167上に集光される。光スポット192は偏光性回折光学素子142からの+1次回折光のうち偏光性ホログラム光学素子142からの+1次回折光のうち偏光性ホログラム光学素子143の領域21からの+1次回折光に相当し、単一の受光部168上に集光される。

【0143】また、光スポット193は偏光性回折光学素子142からの-1次回折光のうち偏光性ホログラム光学素子143の領域15からの+1次回折光に相当し、単一の受光部169上に集光される。光スポット194は偏光性回折光学素子142からの-1次回折光に相当し、単一の受光部170上に集光される。光スポット195は偏光性回折光学素子142からの-1次回折光のうち偏光性ホログラム光学素子143の領域17からの+1次回折光に相当し、単一の受光部171上に集光される。光スポット196は偏光性回折光学素子143の領域17からの+1次回折光に相当し、単一の受光部171上に集光される。光スポット196は偏光性回折光学素子142からの-1次回折光のうち偏光性ホログラム光学素子143の領域18からの+1次回折光に相当し、単一の受光部172上に集光される。

50 【0144】光スポット197は偏光性回折光学素子1

もラジアルチルト信号にオフセットを生じず、ディスク 7のラジアルチルトを正しく検出することができる。 [光ヘッド装置の第九の実施形態] 図24に本発明の光 ヘッド装置の第九の実施形態を示す。半導体レーザ14

44

子143の領域20からの+1次回折光に相当し、単一の受光部173上に集光される。光スポット198は偏光性回折光学素子142からの一1次回折光のうち偏光性ホログラム光学素子143の領域19からの+1次回折光に相当し、単一の受光部174上に集光される。光スポット199は偏光性回折光学素子142からの-1次回折光のうち偏光性ホログラム光学素子143の領域22からの+1次回折光に相当し、単一の受光部175上に集光される。光スポット200は偏光性回折光学素142からの-1次回折光のうち偏光性ホログラム光学素子143の領域21からの+1次回折光に相当し、単一の受光部176上に集光される。

[光ヘッド装置の第九の実施形態]図24に本発明の光ヘッド装置の第九の実施形態を示す。半導体レーザ140、光検出器201がモジュール139内に設置されている。

【0145】Cこで、受光部145~176からの出力をそれぞれV145~V176で表わすと、フォーカス誤差信号は、フーコー法により、[(V145+V147+V149+V151+V154+V156+V158+V160)-(V146+V148+V150+V152+V153+V155+V157+V159)]の演算から得られる。

【0150】半導体レーザ140からの出射光はコリメータレンズ2で平行光化され、偏光性回折光学素子142に異常光として入射してメインビームである0次光、サブビームである±1次回折光の3つの光に分割される。これらの光は偏光性ホログラム光学素子202に常光として入射してほぼ100%が透過し、1/4波長板5を透過して直線偏光から円偏光に変換され、対物レンズ6でディスク7上に集光される。

【0146】トラック誤差信号は、差動プッシュブル法により、[(V145+V146+V147+V148+V153+V154+V155+V156)-(V149+V150+V151+V152+V157+V158+V159+V160)]-K[(V161+V162+V165+V166+V169+V170+V173+V174)-(V163+V164+V167+V168+V171+V172+V175+V176)](Kは定数)の演算から得られる。

【0151】ディスク7からの3つの反射光は対物レンズ6を逆向きに透過し、1/4波長板5を透過して円偏光から往路と偏光方向が直交した直線偏光に変換され、偏光性ホログラム光学素子202に異常光として入射して±1次回折光として大部分が回折され、偏光性回折光20学素子142に常光として入射してほぼ100%が透過し、コリメータレンズ2を透過して光検出器201で受光される。光検出器201は偏光性ホログラム光学素子202、コリメータレンズ2の2つの焦線の中間に設置されている。

【0147】ディスク7のラジアルチルトを検出するた 30 めのラジアルチルト信号は、 [(V145+V146+V151+V152+V155+V156+V157+V158)-(V147+V148+V149+V150+V153+V154+V159+V160)]-K [(V161+V164+V166+V167+V169+V172+V174+V175)-(V162+V163+V165+V168+V170+V171+V173+V176)](Kは定数)の演算から得られる。

【0152】本発明の光へッド装置の第九の実施形態における偏光性回折光学素子142の平面図は、図2に示す本発明の光へッド装置の第一の実施形態における回折光学素子3の平面図と同じである。偏光性回折光学素子142は、例えば複屈折性を有するニオブ酸リチウム基板上にプロトン交換領域と誘電体膜から成る2層の格子が形成された構成である。プロトン交換領域の深さと誘電体膜の厚さを適切に設計することにより、格子のライン部とスペース部の位相差を常光、異常光に対して独立に規定することができる。

【0148】また、メインビームである集光スポット12による再生信号は [V145+V146+V147+V148+V149+V150+V151+V152+V153+V154+V155+V156+V157+V158+V159+V160]の演算から得られる。

【0153】往路の異常光に対しては、格子のライン部とスペース部の位相差を例えば $0.232\pi$ とすると、入射光は0次光として約87.3%が透過し、 $\pm 1$ 次回折光としてそれぞれ約5.1%が回折される。一方、復路の常光に対しては、格子のライン部とスペース部の位相差を0とすると、入射光はほぼ100%が透過する。【0154】本発明の光ヘッド装置の第九の実施形態におけるディスク7上の集光スポットの配置は、図3に示

す本発明の光ヘッド装置の第一の実施形態におけるディ

スク7上の集光スポットの配置と同じである。

【0149】本発明の光へッド装置の第八の実施形態に おけるトラック誤差信号およびラジアルチルト信号に関 わる各種の波形は、図6に示す本発明の光へッド装置の 第一の実施形態におけるトラック誤差信号およびラジア ルチルト信号に関わる各種の波形と同じである。すなわ ち、対物レンズ6がディスク7の半径方向にシフトして 50

【0155】図25は偏光性ホログラム光学素子202 の平面図である。偏光性ホログラム光学素子202は± 1次回折光に対して円筒レンズの働きをし、+1次回折 光における母線および-1次回折光における母線は、ディスク7の半径方向に対してそれぞれ+45° および-45°の角度を成している。偏光性ホログラム光学素子

202における格子の方向はディスク7の接線方向にほ ば平行であるが、格子のパタンはディスク7の接線方向 および半径方向を漸近線とする双曲線である。偏光性ホ ログラム光学素子202は、例えば複屈折性を有するニ オブ酸リチウム基板上にプロトン交換領域と誘電体膜か ら成る2層の格子が形成された構成である。プロトン交 換領域の深さと誘電体膜の厚さを適切に設計することに より、格子のライン部とスペース部の位相差を常光、異 常光に対して独立に規定することができる。往路の常光 に対しては、格子のライン部とスペース部の位相差を0 とすると、入射光はほぼ100%が透過する。一方、復 路の異常光に対しては、格子のライン部とスペース部の 位相差をπとすると、入射光は±1次回折光としてそれ ぞれ約40.5%が回折される。

【0156】図26に光検出器201の受光部のパタン と光検出器201上の光スポットの配置を示す。光検出 器201上には半導体レーザ140およびミラー144 が設置されている。半導体レーザ140からの出射光は ミラー144で反射されてディスク7に向かう。

【0157】光スポット251は偏光性回折光学素子1 42からの0次光のうち偏光性ホログラム光学素子20 2からの+1次回折光に相当し、光軸を通りディスク7 の接線方向に平行な5本の分割線および半径方向に平行 な分割線で12に分割された受光部203~214で受 光される。

【0158】光スポット252は偏光性回折光学素子1 42からの0次光のうち偏光性ホログラム光学素子20 2からの-1次回折光に相当し、光軸を通りディスク7 の接線方向に平行な5本の分割線および半径方向に平行 な分割線で12に分割された受光部215~226で受 30 光される。

【0159】光スポット253は偏光性回折光学素子1 42からの+1次回折光のうち偏光性ホログラム光学素 子202からの+1次回折光に相当し、ディスク7の接 線方向に平行な5本の分割線で6つに分割された受光部 227~232で受光される。光スポット254は偏光 性回折光学素子142からの+1次回折光のうち偏光性 ホログラム光学素子202からの-1次回折光に相当 し、ディスク7の接線方向に平行な5本の分割線で6つ に分割された受光部233~238で受光される。

【0160】光スポット255は偏光性回折光学素子1 42からの-1次回折光のうち偏光性ホログラム光学素 子202からの+1次回折光に相当し、ディスク7の接 線方向に平行な5本の分割線で6つに分割された受光部 239~244で受光される。光スポット256は偏光 性回折光学素子142からの-1次回折光のうち偏光性 ホログラム光学素子202からの-1次回折光に相当 し、ディスク7の接線方向に平行な5本の分割線で6つ に分割された受光部245~250で受光される。

列は接線方向であるが、偏光性ホログラム光学素子20 2 およびコリメータレンズ2の作用により、光検出器2 01上の光スポット251、253、255および光ス ボット252、254、256の列は半径方向となる。 また、偏光性ホログラム光学素子202の±1次回折光 における2つの母線は互いに直交しているため、光スポ ット251、253、255と光スポット252、25 4、256は、上下および左右の強度分布が互いに逆に なる。

【0162】受光部203~250からの出力をそれぞ れV203~V250で表わすと、フォーカス誤差信号 は、非点収差法により、[(V203+V204+V2 05+V212+V213+V214+V218+V2 19+V220+V221+V222+V223) - $(\,V\,2\,0\,6\,+\,V\,2\,0\,\,7\,+\,V\,2\,0\,\,8\,+\,V\,2\,0\,\,9\,+\,V\,2\,1\,\,0$ + V 2 1 1 + V 2 1 5 + V 2 1 6 + V 2 1 7 + V 2 2 4 +V225+V226)]の演算から得られる。

【0163】トラック誤差信号は差動ブッシュブル法に より、[(V203+V204+V205+V209+ 20 V210+V211+V218+V219+V220+V224+V225+V226) - (V206+V207+V208+V212+V213+V214+V21 5 + V 2 1 6 + V 2 1 7 + V 2 2 1 + V 2 2 2 + V 2 23) ] -K [ (V227+V228+V229+V23 6+V237+V238+V239+V240+V24 1+V248+V249+V250) - (V230+V2 3 1 + V 2 3 2 + V 2 3 3 + V 2 3 4 + V 2 3 5 + V 2 4 2 + V 2 4 3 + V 2 4 4 + V 2 4 5 + V 2 4 6 + V 247) ] (Kは定数) の演算から得られる。

【0164】ディスク7のラジアルチルトを検出するた めのラジアルチルト信号は[(V203+V205+V  $2\;0\;7\;+\,V\;2\;0\;9\;+\,V\;2\;1\;1\;+\,V\;2\;1\;3\;+\,V\;2\;1\;6\;+\,V$ 218+V220+V222+V224+V226) -(V204+V206+V208+V210+V212 +V214+V215+V217+V219+V221 +V223+V225)]-K[(V227+V229 + V 2 3 1 + V 2 3 4 + V 2 3 6 + V 2 3 8 + V 2 3 9 + V 2 4 1 + V 2 4 3 + V 2 4 6 + V 2 4 8 + V 2 5 0) - (V228+V230+V232+V233+V 2 3 5 + V 2 3 7 + V 2 4 0 + V 2 4 2 + V 2 4 4 + V 40 245+V247+V249)] (Kは定数)の演算か ら得られる。また、メインビームである集光スポット1 2による再生信号は [V203+V204+V205+ V206+V207+V208+V209+V210+ V211+V212+V213+V214+V215+ V216+V217+V218+V219+V220+ V 2 2 1 + V 2 2 2 + V 2 2 3 + V 2 2 4 + V 2 2 5 + V226]の演算から得られる。

【0165】本発明の光ヘッド装置の第九の実施形態に 【0161】ディスク7上の集光スポット12~14の 50 おけるトラック誤差信号およびラジアルチルト信号に関

わる各種の波形は、図6に示す本発明の光ヘッド装置の 第一の実施の形態におけるトラック誤差信号およびラジ アルチルト信号に関わる各種の波形と同じである。すな わち、対物レンズ6がディスク7の半径方向にシフトし てもラジアルチルト信号にオフセットを生じず、ディス ク7のラジアルチルトを正しく検出することができる。 【0166】本発明の光ヘッド装置の実施形態として は、図20に示す第七の実施形態、図22に示す第八の 実施形態、図24に示す第九の実施形態におけるディス ク7上の集光スポットの配置を、図10に示すディスク 7上の集光スポットの配置に変えた形態も考えられる。 【0167】本発明の光ヘッド装置の実施形態として は、図20に示す第七の実施形態における回折光学素子 3、図22に示す第八の実施形態における偏光性回折光 学素子142、図24に示す第九の実施形態における偏 光性回折光学素子142を、別の回折光学素子または偏 光性回折光学素子で置き換えた形態も考えられる。

47

【0168】別の回折光学素子または偏光性回折光学素 子の平面図は、図12に示す回折光学素子84の平面 図、図14に示す回折光学素子89の平面図、図16に 示す回折光学素子94の平面図、または図18に示す回 折光学素子101の平面図と同じである。

【0169】図1に示す本発明の光ヘッド装置の第一の 実施形態においては、ディスク7で反射されたメインビ ーム、サブビームの各々を、図4に示すホログラム光学 素子8により、ディスク7からの0次光と+1次回折光 の重なる領域の周辺部である領域15、19、ディスク 7からの0次光と+1次回折光の重なる領域の中心部で ある領域16、20、ディスク7からの0次光と-1次 回折光の重なる領域の周辺部である領域17、21、お 30 よびディスク7からの0次光と-1次回折光の重なる領 域の中心部である領域18、22の4つの領域に分割し ている。ディスク7からの0次光と+1次回折光の重な る領域の周辺部と中心部、およびディスク7からの0次 光と-1次回折光の重なる領域の周辺部と中心部は、そ れぞれディスク7の接線方向に平行な分割線で隔てられ ている。

). .

【0170】また、図20に示す本発明の光ヘッド装置 の第七の実施形態においては、ディスク7で反射された メインビーム、サブビームの各々を、図21に示す光検 出器111により、ディスク7からの0次光と+1次回 折光の重なる領域の周辺部である受光部112、11 4, 118, 120, 124, 126, 130, 13 2、ディスク7からの0次光と+1次回折光の重なる領 域の中心部である受光部113、119、125、13 1、ディスク7からの0次光と-1次回折光の重なる領 域の周辺部である受光部115、117、121、12 3、127、129、133、135、およびディスク 7からの0次光と-1次回折光の重なる領域の中心部で ある受光部116、122、128、134の4つの領 50 考えられる。本発明の光学式情報記録再生装置の実施形

域に分割している。ディスク7からの0次光と+1次回 折光の重なる領域の周辺部と中心部、およびディスク7 からの0次光と-1次回折光の重なる領域の周辺部と中 心部は、それぞれディスク7の接線方向に平行な分割線 で隔てられている。

【0171】これに対し、図28に示すホログラム光学 素子262等により、ディスク7からの0次光と+1次 回折光の重なる領域の周辺部と中心部、およびディスク 7からの0次光と-1次回折光の重なる領域の周辺部と 中心部が、それぞれディスク7の半径方向における左 側、右側に設けられた楕円状の分割線で隔てられた形態 も考えられる。図22に示す本発明の光ヘッド装置の第 八の実施の形態、図24に示す本発明の光ヘッド装置の 第九の実施の形態等に関しても同様である。

【0172】図1に示す本発明の光ヘッド装置の第一の 実施形態、図20に示す本発明の光ヘッド装置の第七の 実施形態、図22に示す本発明の光ヘッド装置の第八の 実施形態、図24に示す本発明の光ヘッド装置の第九の 実施形態等においては、半導体レーザからの出射光を回 折光学素子または偏光性回折光学素子により0次光、生 1次回折光の3つの光に分割し、0次光をメインビー ム、±1次回折光をサブビームとして用いている。これ に対し、半導体レーザからの出射光を回折光学素子また は偏光性回折光学素子により0次光、+1次回折光また は-1次回折光の2つの光に分割し、0次光をメインビ ーム、+1次回折光または-1次回折光のどちらか一方 のみをサブビームとして用いる形態も考えられる。

【0173】また、1個の半導体レーザからの出射光を 回折光学素子または偏光性回折光学素子により2つまた は3つの光に分割してメインビーム、サブビームとして 用いる代わりに、2個または3個の半導体レーザからの 出射光をそれぞれメインビーム、サブビームとして用い る形態も考えられる。このとき、サブビームの集光スポ ットをメインビームの集光スポットに対し、ディスクの 半径方向にずらして配置するか、対物レンズに入射する サブビームの位相を、光軸を通りディスクの接線方向に 平行な直線の左側と右側で互いにずらす。後者の場合、 サブビームの光路中に、対物レンズに入射するサブビー ムの位相を、光軸を通りディスクの接線方向に平行な直 線の左側と右側で互いにずらすための位相制御素子等の 素子が挿入される。位相制御素子の形態としては、光軸 を通りディスクの接線方向に平行な直線の左側と右側で 厚さが異なる平行平板等が考えられる。

【0174】図8に示す本発明の光学式情報記録再生装 置の第一の実施形態、図9に示す本発明の光学式情報記 録再生装置の第二の実施形態においては、図1に示す本 発明の光ヘッド装置の第一の実施形態に演算回路、駆動 回路を付加しているが、本発明の光ヘッド装置の第二~ 第九の実施形態に演算回路、駆動回路を付加した形態も

態においては、グルーブとランドで、ラジアルチルトの 補正を行うための演算回路、駆動回路から構成される回 路の極性を切り換える。その際、メインビームの集光ス ポットがディスクのランド、グルーブのどちらの上に位 置するかを検出することが必要である。ディスクに形成 されているアドレス情報を再生すれば、このようなラン ド/グルーブの位置検出を間欠的に行うことが可能であ るが、本発明の光へッド装置の第二、第四、第五、第六 の実施の形態に演算回路、駆動回路を付加した形態にお いては、ランド/グルーブの位置検出信号を用いれば、 ディスクに形成されているアドレス情報を再生しなくて も、このようなランド/グルーブの位置検出を連続的に 行うことが可能である。

49

【0175】なお、上記実施形態では、相変化型の光学式情報記録再生装置に用いる光へッド装置について説明したが、本発明は、相変化型の光学式情報記録再生装置に用いる光へッド装置に限らず、光磁気型の光学式情報記録再生装置に用いる光へッド装置にも適用することができる。また、光記録媒体として、スピンドルモータ等によって回転するディスク型の光記録媒体について説明20したが、ディスク型の光記録媒体に関らず、カード型の光記録媒体やテープ型の光記録媒体に対しても、本発明の光へッド装置を適用することにより、トラックに直交する方向のチルトを検出し、そのチルト量に応じた補正を行い、記録再生特性に対する悪影響をなくすことができる。特に、平面性を完璧に保てない光記録媒体にとっては好適である。

#### [0176]

【発明の効果】以上に述べたように、本発明の光ヘッド 装置においては、光源からの出射光からメインビームと 30 サブビームを生成し、光記録媒体で反射されたメインビ ーム、サブビームの各々を、光記録媒体からの0次光と +1次回折光の重なる領域の周辺部、光記録媒体からの 0次光と+1次回折光の重なる領域の中心部、光記録媒 体からの0次光と-1次回折光の重なる領域の周辺部、 および光記録媒体からの0次光と-1次回折光の重なる 領域の中心部の4つの領域に分割し、光記録媒体で反射 されたメインビーム、サブビームの各々に対する、光記 録媒体からの0次光と+1次回折光の重なる領域の周辺 部の強度と、光記録媒体からの0次光と-1次回折光の 40 重なる領域の中心部の強度の和と、光記録媒体からの0 次光と-1次回折光の重なる領域の周辺部の強度と、光 記録媒体からの0次光と+1次回折光の重なる領域の中 心部の強度の和との差に基づいて、光記録媒体のラジア ルチルトを検出する。このとき、サブビームの集光スポ ットをメインビームの集光スポットに対し、光記録媒体 の半径方向にずらして配置するか、対物レンズに入射す るサブビームの位相を、光軸を通り光記録媒体の接線方 向に平行な直線の左側と右側で互いにずらす。

【0177】また、本発明の光学式情報記録再生装置に 50

おいては、光記録媒体のラジアルチルトを検出することが可能な本発明の光ヘッド装置を用い、記録再生特性に対する悪影響がなくなるように光記録媒体のラジアルチルトの補正を行う。

【0178】本発明の光ヘッド装置および光学式情報記 録再生装置の効果は、対物レンズが光記録媒体の半径方 向にシフトしてもラジアルチルト信号にオフセットを生 じず、光記録媒体のラジアルチルトを正しく検出すると とができることである。その理由は以下の通りである。 【0179】光記録媒体で反射されたメインビーム、サ ブビームの各々に対する、光記録媒体からの0次光と+ 1次回折光の重なる領域の周辺部の強度と、光記録媒体 からの0次光と-1次回折光の重なる領域の中心部の強 度の和と、光記録媒体からの0次光と-1次回折光の重 なる領域の周辺部の強度と、光記録媒体からの0次光と +1次回折光の重なる領域の中心部の強度の和との差 を、それぞれメインビーム、サブビームのラジアルチル ト信号と呼ぶ。このとき、サブビームの集光スポットを メインビームの集光スポットに対し、光記録媒体の半径 方向にずらして配置するか、対物レンズに入射するサブ ビームの位相を、光軸を通り光記録媒体の接線方向に平 行な直線の左側と右側で互いにずらすため、光記録媒体 にラジアルチルトがある場合のラジアルチルト信号はメ インビームとサブビームで値が異なる。一方、対物レン ズが光記録媒体の半径方向にシフトした場合、光検出器 上の光スポットが光記録媒体の半径方向にシフトする量 はメインビームとサブビームで同じであるため、ラジア ルチルト信号に生じるオフセットもメインビームとサブ ビームで同じである。

1 【0180】従って、メインビームのラジアルチルト信号とサブビームのラジアルチルト信号の差を最終的なラジアルチルト信号とすると、光記録媒体にラジアルチルトがある場合のラジアルチルト信号はメインビームとサブビームで相殺されず、対物レンズが光記録媒体の半径方向にシフトした場合にラジアルチルト信号に生じるオフセットはメインビームとサブビームで相殺されるため、対物レンズが光記録媒体の半径方向にシフトしてもラジアルチルト信号にオフセットを生じず、光記録媒体のラジアルチルト信号にオフセットを生じず、光記録媒体のラジアルチルトを正しく検出することができる。

#### 40 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態を示す図である。

【図2】本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態における回折光学素子の平面図である。

【図3】本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態におけるディスク上の集光スポットの配置を示す図である。

【図4】本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態におけるホログラム光学素子の平面図である。

【図5】本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態にお ける光検出器の受光部のパタンと光検出器上の光スポッ トの配置を示す図である。

【図6】本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態にお けるトラック誤差信号およびラジアルチルト信号に関わ る各種の波形を示す図である。

51

【図7】本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態にお けるラジアルチルト特性を示す図である。

【図8】本発明の光学式情報記録再生装置の第一の実施 の形態を示す図である。

【図9】本発明の光学式情報記録再生装置の第二の実施 の形態を示す図である。

【図10】本発明の光ヘッド装置の第二の実施の形態に おけるディスク上の集光スポットの配置を示す図であ

【図11】本発明の光ヘッド装置の第二の実施の形態に おけるトラック誤差信号およびラジアルチルト信号に関 わる各種の波形を示す図である。

【図12】本発明の光ヘッド装置の第三の実施の形態に おける回折光学素子の平面図である。

【図13】本発明の光ヘッド装置の第三の実施の形態に おけるディスク上の集光スポットの配置を示す図であ

【図14】本発明の光ヘッド装置の第四の実施の形態に おける回折光学素子の平面図である。

【図15】本発明の光ヘッド装置の第四の実施の形態に おけるディスク上の集光スポットの配置を示す図であ

【図16】本発明の光ヘッド装置の第五の実施の形態に おける回折光学素子の平面図である。

【図17】本発明の光ヘッド装置の第五の実施の形態に おけるディスク上の集光スポットの配置を示す図であ

【図18】本発明の光ヘッド装置の第六の実施の形態に おける回折光学素子の平面図である。

【図19】本発明の光ヘッド装置の第六の実施の形態に おけるディスク上の集光スポットの配置を示す図であ

【図20】本発明の光ヘッド装置の第七の実施の形態を 示す図である。

【図21】本発明の光ヘッド装置の第七の実施の形態に おける光検出器の受光部のパタンと光検出器上の光スポ 40 92、93 集光スポット ットの配置を示す図である。

【図22】本発明の光ヘッド装置の第八の実施の形態を 示す図である。

【図23】本発明の光ヘッド装置の第八の実施の形態に おける光検出器の受光部のバタンと光検出器上の光スポ ットの配置を示す図である。

【図24】本発明の光ヘッド装置の第九の実施の形態を 示す図である。

【図25】本発明の光ヘッド装置の第九の実施の形態に おける偏光性ホログラム光学素子の平面図である。

【図26】本発明の光ヘッド装置の第九の実施の形態に おける光検出器の受光部のバタンと光検出器上の光スポ ットの配置を示す図である。

【図27】従来の光ヘッド装置の構成を示す図である。

【図28】従来の光ヘッド装置におけるホログラム光学 素子の平面図である。

【図29】従来の光ヘッド装置における光検出器の受光 部のバタンと光検出器上の光スポットの配置を示す図で ある。

10 【図30】ディスクからの反射光の強度分布の計算例を 示す図である。

【図31】ディスクからの反射光の強度分布の計算例を 示す図である。

【図32】ディスクからの反射光の強度分布の計算例を 示す図である。

#### 【符号の説明】

- 1 半導体レーザ
- コリメータレンズ
- 3 回折光学素子
- 20 4 偏光ビームスプリッタ
  - 1/4波長板 5
  - 6 対物レンズ
  - ディスク
  - 8 ホログラム光学素子
  - 9 レンズ
  - 10 光検出器
  - 11 トラック
  - 12~14 集光スポット
  - 15~22 領域
- 30 23~54 受光部
  - 55~78 光スポット
  - 79 演算回路
  - 80、81 駆動回路
  - 82、83 集光スポット
  - 84 回折光学素子
  - 85、86 領域
  - 87、88 集光スポット
  - 89 回折光学素子
  - 90、91 領域
  - - 94 回折光学素子
    - 95~98 領域
    - 99、100 集光スポット
    - 101 回折光学素子
    - 102~107 領域
    - 108、109 集光スポット
    - 110 円筒レンズ
    - 111 光検出器
    - 112~135 受光部
- 50 136~138 光スポット

139 モジュール

140 半導体レーザ

141 光検出器

142 偏光性回折光学素子

143 偏光性ホログラム光学素子

144 ミラー

145~176 受光部

177~200 光スポット

201 光検出器

202 偏光性ホログラム光学素子

203~250 受光部

251~256 光スポット

257 半導体レーザ

)

\*258 コリメータレンズ

259 ハーフミラー

260 対物レンズ

261 ディスク

262 ホログラム光学素子

263 レンズ

264 光検出器

265、266 領域

267~270 受光部

10 271~273 光スポット

274~286 領域

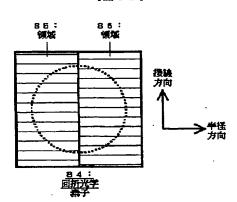
288、289 領域

\*

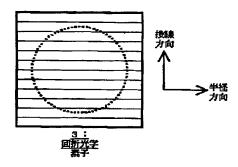
【図1】

53

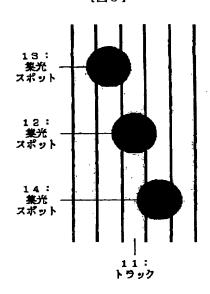
【図12】

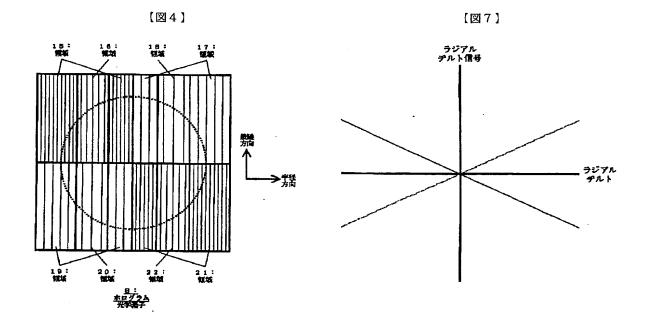


【図2】



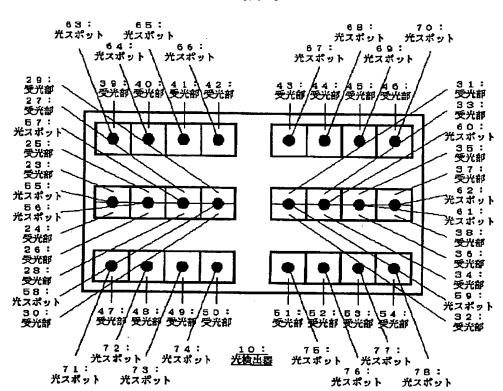
[図3]

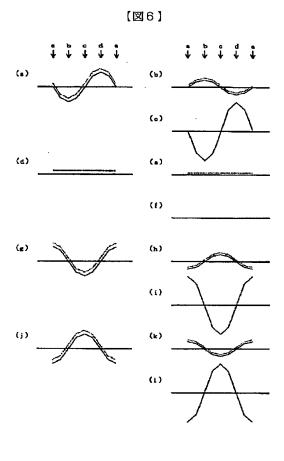


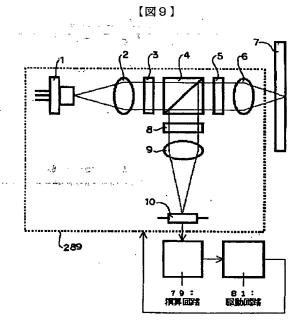


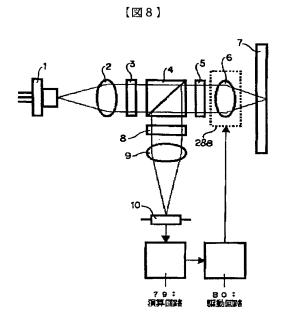
【図5】

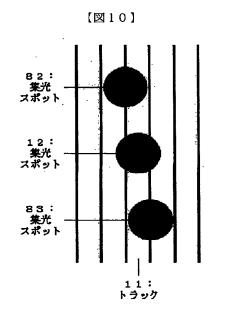
)



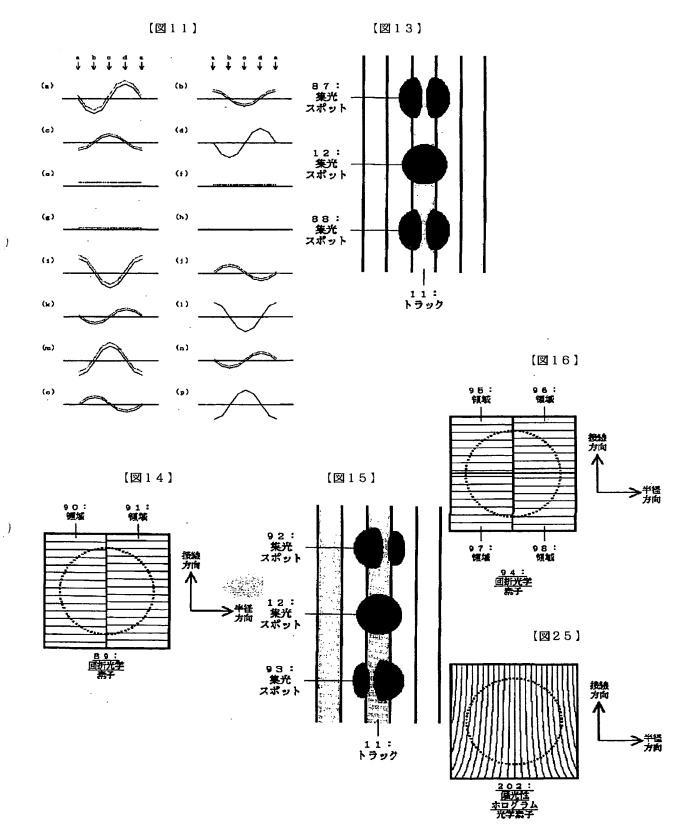


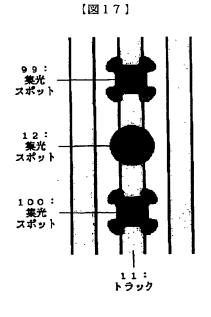


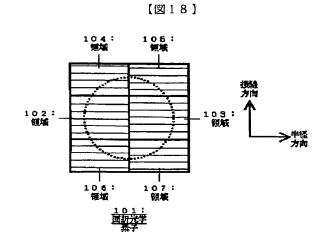


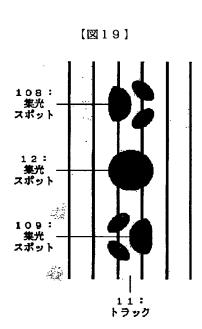


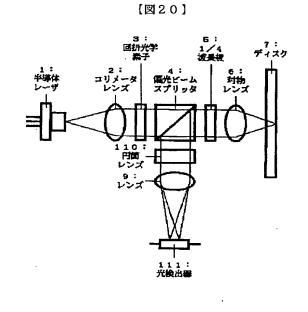
)



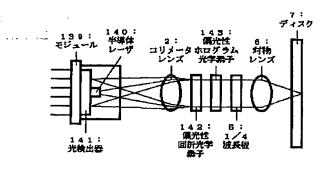


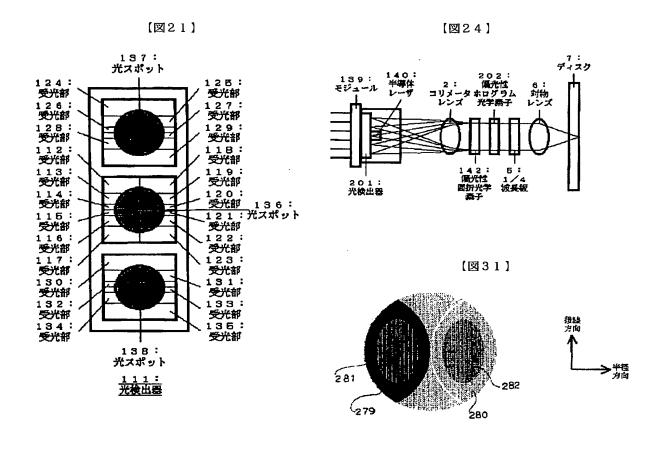






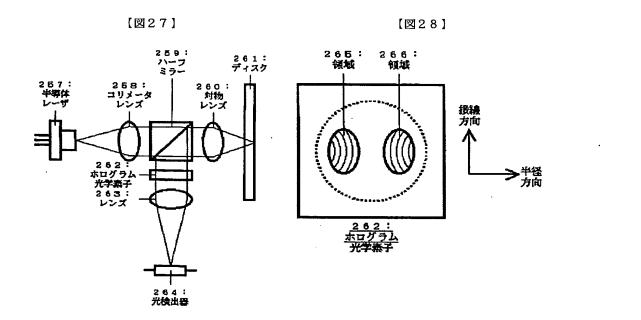
[図22]



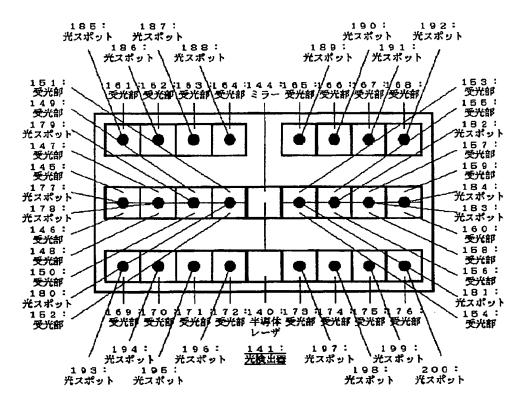


)

)



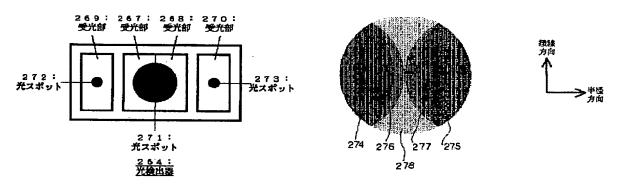
【図23】



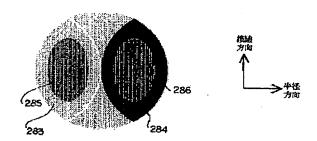
【図29】

}

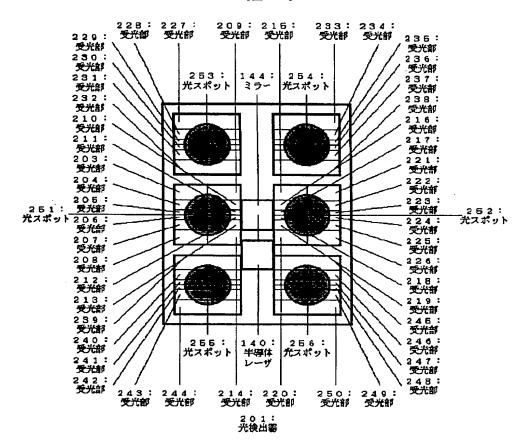
[図30]



[図32]



【図26】





# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.